

PATENT COOPERATION TREAT

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Commissioner **US Department of Commerce United States Patent and Trademark** Office, PCT 2011 South Clark Place Room

CP2/5C24

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office			
06 June 2001 (06.06.01)				
International application No. PCT/EP00/09269	Applicant's or agent's file reference LEA33071-WO			
International filing date (day/month/year) 19 September 2000 (19.09.00)	Priority date (day/month/year) 01 October 1999 (01.10.99)			
Applicant				
BERNETH, Horst et al				

The designated Office is hereby notified of its election made:
X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
11 April 2001 (11.04.01)
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
The election X was
was not
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Zakaria EL KHODARY

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

			19	
	1	April		
				The second secon
				Topped on the second

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. April 2001 (12.04.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/26105 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C08F 246/00

G11B 7/24,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/09269

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. September 2000 (19.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 47 579.2 1. Oktober 1999 (01.10.1999)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BERNETH, Horst [DE/DE]; Erfurter Strasse 1, 51373 Leverkusen (DE). BIERINGER, Thomas [DE/DE]; Am Pützchen 25, 51519 Odenthal (DE). EICKMANS, Johannes [NL/DE]; Robert-Koch-Strasse 3, 42781 Haan (DE). JACOBSEN, Wolfgang [DE/DE]; Bergisch Gladbacher Strasse 1246, 51069 Köln (DE). KOSTROMINE, Serguei [RU/DE]; Katharinenstrasse 28, 53913 Swisttal (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR DIGITALLY AND OPTICALLY STORING DATA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR DIGITALEN OPTISCHEN DATENSPEICHERUNG

(57) Abstract: The present invention relates to a method for optically writing digital information into a flat, extended storage medium, whereby said information can also be optically read out afterwards.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum optischen Einschreiben danach auch wieder optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium.



•

Verfahren zur digitalen optischen Datenspeicherung

5

10

15

20

25

30

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum optischen Einschreiben danach auch wieder optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium.

Es ist bereits bekannt und wird kommerziell intensiv genutzt, digitale Daten in Form von lokalen Veränderungen der Oberflächentopographie, sogenannten pits, auf Kunststoffscheiben abzulegen, um sie danach mit Hilfe eines optischen Meßsystems wieder auszulesen (EP-A 25253). Dieses Konzept bildet die Basis der heute marktbeherrschenden Technik zur Reproduktion von Audioaufzeichnungen (Audio-CD) und von Computersoftware (CD-ROM). Das Einschreiben der Information ist jedoch nicht optisch möglich. Vielmehr wird in einem aufwendigen mehrstufigen Prozeß eine Form hergestellt, die bei einem Spritzguß-Prägeprozeß die Dateninformation auf jede einzelne CD überträgt. Daher ist diese Technik nur in der Massenproduktion wirtschaftlich nutzbar.

Es ist ebenfalls bekannt, digitale Daten in Form lokaler Unterschiede des Absorptionsvermögens für sichtbares Licht in Kunststoffscheiben in der Weise abzulegen, dass sie danach mit Hilfe eines optischen Meßsystems wieder ausgelesen werden können. Dieses Meßsystem ist weitgehend ähnlich zu oder gar identisch mit dem Meßsystem zum Auslesen der oben genannten spritzgrußgeprägten Audio-CDs oder CD-ROMs. In diesem Fall besitzt die Kunststoffscheibe eine Beschichtung mit einem Farbstoff, der mit Licht geeigneter Wellenlänge in seinem Absorptionsverhalten so stark verändert werden kann, dass diese Veränderung anschließend mit Licht einer im allgemeinen geringeren Intensität abgetastet werden kann, ohne dass dabei die bisher nicht veränderten Bereiche nun ebenfalls in ihrem Absorptionsverhalten verändert werden (Y.J. Huh et al. Jpn. J. Appl. Phys. Vol 36 (1997), p. 7233 - 7238). Eine gängige CD-R ist aus mehreren Schichten aufgebaut. In das Trägermaterial aus i.a. Polycarbonat sind Trackingspuren (Pregrooves) eingeprägt, darüber

10

15

25

30

befindet sich eine dünne Farbstoffschicht, gefolgt von einer aus i.a. Gold bestehenden Reflexionsschicht, die von einem Decklack geschützt wird.

Im Prinzip sind für das veränderte Absorptionsverhalten der CD-R verschiedene lichtinduzierte Prozesse verantwortlich: Der Schreiblaser wird durch das Substrat hindurch auf den Farbstoff fokussiert. Der das Licht absorbierende Farbstoff dient primär als Absorptionsquelle für die einfallenden Lichtquanten und ist in seinem Absorptionsverhalten auf die verwendeten Laserquellen optimiert. Durch die Absorption erwärmt sich der Farbstoff; er schmilzt und modifiziert dadurch seine Umgebung: In den Interfaces zwischen Farbstoff und dem Polycarbonatsubstrat und zwischen Farbstoff und Gold entstehen Blasen und andere Deformationen die für den Leselaser als Pit-ähnliche Strukturen detektiert werden.

Zum eigentlichen Signal kommen auch noch Beiträge von der Änderung des Farbstoffes an sich hinzu. Dieser ändert seine optischen Parameter durch i.a. Zersetzung, was sich auf das gelesene Signal auswirkt. Zur Zeit werden im wesentlichen drei Typen von Aufzeichnungsschichten eingesetzt:

- Metall stabilisierte Cyanin-Farbstoffe (grün)
- 20 Phthalocyanin-Farbstoffe (golden braun)
 - Azofarbstoffe (blau)

In all den genannten Fällen dient der Farbstoff lediglich als Wärmequelle, die Pitähnliche Deformation wird nicht im Farbstoffsystem selber erzeugt, sondern primär durch eine Modifikation der benachbarten Grenzschichten, hervorgerufen durch die Änderungen des Farbstoffes bei Lichtabsorption.

Derartige Speichermedien lassen sich nur einmal einschreiben, aber beliebig oft auslesen (write once read many: WORM Disk), weil die Intensität des Lasers zum Lesen derart reduziert wird, dass die im Farbstoff deponierte Energie nicht ausreicht, die genannten Deformationen zu induzieren. CD-R's haben zwei große Nachteile: Zum

WO 01/26105 PCT/EP00/09269

- 3 -

einen bestimmten die Kosten der Reflexionsschicht aus Gold entscheidend die Herstellungskosten. Goldschichten sind notwendig, um den in den CD-Spezifikationen geforderten Reflexionswerten zu genügen. Ferner verfügen Goldschichten über die benötigte chemische Inertheit (Oxidationsbeständigkeit). Der andere Nachteil liegt in der bereits im Grundsatz begrenzten Lagerstabilität. Die derzeit kommerziell verfügbaren Systeme sind stark lichtempfindlich, bei Tageslichtlagerung können sie bereits nach einigen Stunden nicht mehr beschrieben werden.

Aufgabe war es daher ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, dass obige Nachteile reduziert bzw. ausräumt.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass man bei geeigneter Materialauswahl für das flächige Speichermedium Daten in Form von lokalen Veränderungen der Oberflächentopographie des Farbstoffes an sich mit Hilfe eines optischen Schreibsystems auf dieses Speichermedium einschreiben und danach optisch auslesen kann. Hierbei spielen die Vorgänge an den benachbarten Grenzflächen keine wesentliche Rolle, die Oberflächentopographie wird einzig durch Modifikationen im Farbstoffsystem bewirkt. Die Oberflächenmodifikation ist derart stark ausgeprägt, dass bei geeignet optimierter Ausleseoptik, z.B. in Form eines konfokalen Aufbaus, auch ohne zusätzliche Reflexionsschicht Signalverhältnisse zwischen der Messung auf einer oberflächenmodifizierten und einer nichtmodifizierten Stelle erreicht werden, die die an konventionellen CD-R's gemessenen Signalverhältnisse deutlich übertreffen. Somit könnten die neuen beschreibbaren Medien ohne zusätzliche Reflexionsschicht verwendet werden.

25

5

10

15

20

Sofern allerdings die in den Vorschriften (Books) der konventionellen Audio-CD's und CD-R genannten hohen Werte für die Absolutreflexion der CD eingestellt werden müssen, ist auch bei den erfindungsgemäßen Speichermedien eine zusätzliche Reflexionsschicht erforderlich.

10

15

20

25

30

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht das Einschreiben digitaler Informationen z.B. auf CD-R-ähnliche Kunststoffscheiben mit ähnlichen Schreibgeschwindigkeiten und Speicherdichten wie bei der CD-R, aber mit dem Vorteil der gesicherten Langzeitstabilität, da die Lesbarkeit der eingeschriebenen Information nur durch eine äußere Beschädigung der Speicherplatte beeinträchtigt werden kann. Eine Veränderung der eingeschriebenen Strukturierung in der Oberflächentopographie ist nur durch Erwärmen dieser Schicht bis in die Nähe ihrer Glastemperatur möglich. Durch die Polymerarchitektur liegt die Glastemperatur deutlich über 100°C, vorzugsweise über 150°C, so dass durch sachgemäße Lagerung der Speicherplatte ein thermisches Löschen vermieden werden kann.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der gegenüber den bisher kommerziell genutzten Verfahren deutlich verbesserte Signalhub beim optischen Auslesen der Information. Wie bereits weiter oben beschrieben, ist der Signalhub so groß, dass beispielsweise der Verwendung eines konfokalem Ausleseverfahrens auf eine zusätzliche Reflexionsschicht verzichtet werden kann.

Die Erfindung beschreibt dementsprechend ein Speicherverfahren, bei dem ein Speichermedium, bestehend aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht durch einen fokussierten Laserstrahl, der beispielsweise im Dauerstrich-, oder Pulsbetrieb scannend über die Probenoberfläche geführt werden kann und der je nach Schichtaufbau bei Mehrfachschichten auf die jeweilige Funktionsschicht fokussiert werden kann, zur Speicherung von digitaler binärer, oder nichtbinärer Information unterzogen werden kann. Alternativ kann auf das Scannen des Lasers verzichtet werden, falls auf eine andere Weise für eine Relativbewegung zwischen Medium und Laserspot, beispielsweise durch ein Rotieren des Mediums, gesorgt wird.

Gegenstand der Anmeldung ist daher ein Verfahren zum optischen Einschreiben optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium, dadurch gekennzeichnet, dass durch den optischen Einschreibprozeß die Ober-

WO 01/26105 PCT/EP00/09269

flächentopographie des Speichermediums für den optischen Ausleseprozeß geeignet und ausreichend modifiziert wird und zwar ohne dass wesentliche Anteile des detektierten Signales von einer Abtragung und/oder einer physikalischen oder chemischen Modifikation der die aktive Absorberschicht angrenzenden Lagen herruht.

- 5 -

5

10

15

20

Als Speichermedium ist jedes ein- oder mehrschichtige Material geeignet, das unter geeigneter lokaler Bestrahlung mit Licht seine Oberflächentopographie im Bereich dieser Bestrahlung so stark ändert, dass dieser Bereich durch geeignete optische Abbildungstechniken, z.B. mit Hilfe eines konfokalen Laserscanningmikroskops im Remissionskontrastverfahren, eindeutig identifiziert werden kann. Bevorzugt seien als Speichermedium mehrschichtige Platten genannt mit einer mechanisch ausreichend stabilen Unterlage, einem Polymerfilm als lichtaktiver Schicht und einer Abdeckschicht, die den Polymerfilm während der Anwendung vor mechanischer Beschädigung schützt. Die Einschreibung kann sowohl durch die Abdeckschicht als auch durch die Grundplatte hindurch erfolgen. Bevorzugt sei die Einschreibung durch die Deckschicht genannt. Die Schicht (Deckschicht, Grundplatte), durch die eingeschrieben wird, muß für die Wellenlänge des einschreibenden Lichtes ausreichend transparent sein. Im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 820 nm ist ein Transmissionsgrad größer als 30 %, bevorzugt ein solcher größer als 80 % und besonders bevorzugt größer als 85 %, zu erreichen. Im Wellenlängenbereich zwischen 380 nm und 400 nm ist ein Transmissionsgrad größer als 30 %, bevorzugt ein solcher größer als 50 % und besonders bevorzugt größer als 75 % zu erreichen.

25

30

Im Falle des Wegfalls der Reflexionsschicht ist ebenfalls ein mehrlagiges Speichermedium realisierbar. Die eigentlichen Speicherschichten werden in diesem Fall durch
nicht lichtaktive Schichten voneinander getrennt. Wird zum Auslesen der Information eine Reflexionsschicht benötigt, so muß deren Absorption derart gewählt werden, dass im Falle eines mehrlagigen Speichermediums (Speichermedium mit mehreren beschreibbaren Speicherschichten) bei Laserbestrahlung die Intensität bei den
entsprechenden Schichten noch ausreicht, um die gewünschten Modifikationen hervorzurufen.

25

30

Als Material für den lichtaktiven Polymerfilm seien bevorzugt Polymere genannt, die an einer als Rückgrat wirkenden Hauptkette Seitenketten unterschiedlicher Art tragen, von denen mindestens eine Art elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, also bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 380$ nm und $\lambda = 820$ nm, besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 780$ nm und ganz besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 660$ nm absorbieren können.

- Bei dem im erfindungsgemäßen Verfahren verwendetem Aufzeichnungsmaterial handelt es sich bevorzugt um polymeres oder oligomeres organisches, amorphes Material, besonders bevorzugt um ein Seitenkettenpolymer, ebenfalls besonders bevorzugt um ein Blockcopolymer und/oder ein Propfpolymer.
- Die Hauptketten des Seitenkettenpolymeren entstammen den folgenden Grundstrukturen: Polyacrylat, Polymethacrylat, Polysiloxan, Polyharnstoff, Polyurethan, Polyester, Polyamid oder Zellulose. Bevorzugt sind Polyacrylat und Polymethacrylat.
- Alle in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Seitenkettenpolymere und entsprechende Monomere sind ebenfalls Gegenstand der Anmeldung.

Die Blockcopolymeren bestehen aus mehreren Blöcken, von denen mindestens eine Sorte die weiter oben beschriebenen Copolymersysteme enthält. Die anderen Blöcke bestehen aus unfunktionalisierten Polymergerüsten, die die Aufgabe der Verdünnung des funktionellen Blockes zur Einstellung der geforderten optischen Dichte erfüllen. Die Ausdehnung des funktionellen Blocks liegt unterhalb der Lichtwellenlänge, bevorzugt im Bereich von kleiner 200 nm, besonders bevorzugt kleiner als 100 nm.

Die Polymerisation der Blockcopolymere geschieht beispielsweise über radikalische oder anionische Polymerisation oder über andere geeignete Polymerisationsverfahren, eventuell gefolgt von einer polymeranalogen Reaktion oder durch Kombination

dieser Methoden. Die Einheitlichkeit der Systeme liegt in einem Bereich kleiner als 2.0, bevorzugt kleiner als 1.5. Das Molekulargewicht der durch radikalische Polymerisation erhaltenen Blockcopolymere erreicht Werte im Bereich von 50.000, durch anionische Polymerisation können Werte größer als 100.000 eingestellt werden.

5

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Farbstoffe, insbesondere die Azofarbstoffe sind an diese Polymergerüste als Seitenketten über einen S-T-Q-Spacer kovalent gebunden,

$$-S^{1}-T^{1}-Q^{1}-X^{1'}-Ar^{1}-\left(X^{2'}-Ar^{2}\right)_{Y}-\left(X^{3'}-Ar^{3}\right)_{Z}-X^{4}$$
 (I)

10

mit
$$-Ar^{1}$$
 = R^{11} R^{12} (III) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12}

mit
$$-Ar^2$$
 = R^{15} R^{16} (VI) oder R^{17} R^{18} (VI) oder R^{11} R^{12}

mit -Ar³- =
$$R^{19}$$
 R^{20} (VII) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12}

wobei

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und

- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
- 5 A für O, S oder N-C₁- bis C₄-Alkyl steht,
 - Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁻)_p, -(C=O)-, (O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -(C=NR⁶)-, (CNR⁶-NR⁵)-, -O-C₀H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

$$-N$$
 $N-$

stehen,

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-,
 -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,
 - S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹-stehen,

20

- p für eine ganze Zahl von 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl oder C₆- bis C₁₀-Aryl-O-(C=O) steht,

25

- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen nichtionischen Substituenten stehen,

10

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)-, -(SO₂-O)-, -(SO₂-NR⁵)-, oder -(CNR⁸-NR⁵)-stehen und

 X^{2} und X^{3} zusätzlich für -(C=NR⁸)-, -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen X^{2} oder X^{3} für -N=N- steht,

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Unter nichtionischen Substituenten sind zu verstehen Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- oder ein Rest der Formel

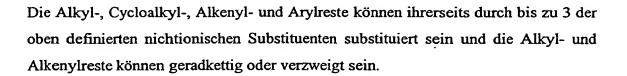
25

$$R^{19}$$
 R^{20} (VIII)

15

20

25



5 Unter Halogen ist Fluor, Chlor, Brom und Iod zu verstehen, insbesondere Fluor und Chlor.

Das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten polymere oder oligomere organische, amorphe Material kann neben den Farbstoffen, beispielsweise der Formel (I), formanisotrope Gruppierungen tragen. Auch diese sind, in der Regel über einen Spacer, an die Polymergerüste kovalent gebunden.

Formanisotrope Gruppierungen werden durch die Struktur der Formel (II)

$$-S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1'} - Ar^{1} - \left(X^{2'} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3'} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (II)

beschrieben, wobei die obigen Substituentendefinition (Formel I) auch für Formel II gültig sind, mit der Ausnahme, dass keine der Gruppen X²' oder X³' -N=N- annehmen darf und R¹¹ bis R²² nicht für einen Rest der Formel (VIII) stehen dürfen.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymeren können gleiche oder verschiedene Seitengruppen der Formel (I) tragen, wobei die Reste bei mehreren verschiedenen Seitengruppen verschieden sind, sowie keine, gleiche oder verschiedene Seitengruppen der Formel (II) tragen, wobei die Reste bei mehreren verschiedenen Seitengruppen verschieden sind.

Besonders bevorzugt sind Polymere, die sowohl Seitengruppen der Formel I als auch II tragen.

Monomere mit Farbstoffgruppen (I) bzw. Monomere mit formanisotropen Gruppen (II) haben bevorzugt die Formeln (Ia) bzw. (IIa):.

$$= \sum_{R^{1}}^{Q} S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (la)

5

$$= \sum_{R^{1}}^{Q^{1}} S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (IIa)

worin R¹ für Wasserstoff oder Methyl steht und

die anderen Reste die oben für Farbstoffgruppen bzw. formanisotrope Gruppen aufgeführten Bedeutungen besitzen.

Bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere, die Farbstoffseitengruppen der Formel (I) enthalten, eingesetzt, wobei

15

- Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,
- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
- 20 Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,
 - y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und

- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
- A für O oder S steht,

10

15

- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel
 - _v_)ν_

stehen,

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,
- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹-stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
 - R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,

25

30

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-O-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁-

bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{21}
 R^{22}
 R^{22}
(VIII)

5

- X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,
- $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen und
 - X² und X³ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen X² oder X³ für -N=N- steht,
- 15 R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
- R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Ebenfalls bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere eingesetzt, die neben Farbstoffseitengruppen der Formel (I) formanisotrope Seitengruppen der Formel (II) enthalten,

worin

25

Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,

- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
- Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und
- 10 X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

20 stehen,

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch - O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹-stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,

- R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-O-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- stehen,
 - X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,
- 15 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen,
 - R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
- 20

 R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.
 - Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäße Polymere, die Farbstoffseitengruppen der Formel (I) enthalten,

worin

 Ar^{l}

p

 R^9

30

für einen Rest der Formel (III) steht, wobei die beiden Bindungen p-ständig sind, für einen Rest der Formel (VI) steht, wobei die beiden Bindungen p- oder m- Ar^2 5 ständig sind, Ar^3 für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht, wobei die beiden Bindungen bei (VII) p-ständig sind, 10 für 1 oder 2 steht, У z für 0, 1 oder 2 steht und X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y 15 bzw. z 2 bedeuten, Α für O oder S steht, unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(NR⁵-CO)-, oder Q¹ und O² 20 -O-C₆H₅-COOstehen, T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, 25 S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O- oder -NR9stehen,

für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,

für Wasserstoff oder Methyl steht,

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy, Phenoxy, Phenyl, Acetyl-, Benzoyl-, CH₃-(SO₂)-, CH₃-(C=O)-O-, CH₃-(C=O)-NH-, CH₃-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

5

 X^4

$$R^{19}$$
 R^{20} (VIII)

bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃ oder X⁴-R⁴,

stehen,

10 X1', X2', X3' und X4' für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R5)-, -(C=O)-, -(CO-NR5)oder -(SO2)- stehen und

 $X^{2^{*}}$ und $X^{3^{*}}$ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2^{*}}$ oder $X^{3^{*}}$ für -N=N- steht,

15

25 .

R⁴, R⁵ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆-bis C₁₀-Aryl stehen und

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₄-Alkyl-(C=O, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₄-Alkyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Ebenfalls besonders bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere eingesetzt, die neben Farbstoffseitengruppen der Formel (I) formanisotrope Seitengruppen der Formel (II) enthalten,

worin

- Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht, wobei die beiden Bindungen p-ständig sind,
 Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht, wobei die beiden Bindungen p- oder m-ständig sind,
- Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht, wobei die beiden Bindungen bei (VII) p-ständig sind,
- 10 y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und
- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(NR⁵-CO)-, oder -O-C₆H₅-COO-

stehen,

25

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen,
- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O- oder -NR⁹-stehen,
 - p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
 - R⁹ für Wasserstoff oder Methyl steht.

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy, Phenoxy, Phenyl, Acetyl-, Benzoyl-, CH₃-(SO₂)-, CH₃-(C=O)-O-, CH₃-(C=O)-NH- oder CH₃-NH-(C=O)- stehen,

5

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃ oder X⁴-R⁴,

X¹', X²', X³' und X⁴' für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(CO-NR⁵)- oder -(SO₂)- stehen,

10

R⁴, R⁵ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆-bis C₁₀-Aryl stehen und

15

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₄-Alkyl-(C=O, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₄-Alkyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

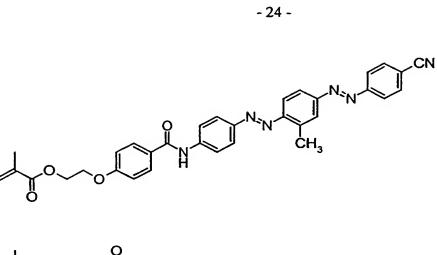
Entsprechend ebenfalls bevorzugt sind die Monomeren der Formeln (Ia) und (IIa), worin die Reste die bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung der Formeln (I) bzw. (II) besitzen und

20

25

R¹ für Wasserstoff und besonders bevorzugt für Methyl steht.

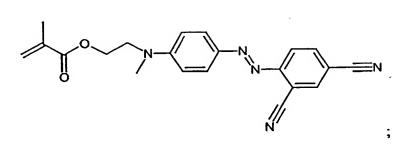
Im erfindungsgemäßen Verfahren besonders bevorzugt verwendete Farbstoff-tragende Monomere (Ia) sind:

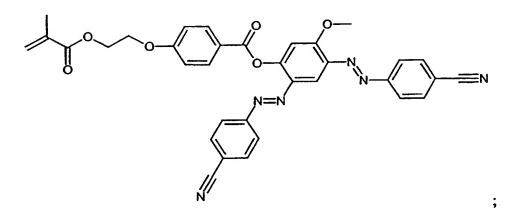


Im Verfahren besonders bevorzugt verwendete formanisotrope Monomere (IIa) sind:

Im Verfahren besonders bevorzugt eingesetzte Kombinationen sind:

mit





Neben diesen funktionalen Bausteinen (Ia) und (IIa) können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Oligo- oder Polymeren auch Bausteine enthalten, die hauptsächlich zur Erniedrigung des prozentualen Gehalts an funktionalen Bausteinen, insbesondere an Farbstoffbausteinen, dienen. Neben dieser Aufgabe können sie auch für andere Eigenschaften der Oligo- oder Polymeren verantwortlich sein, z.B. die Glasübergangstemperatur, Flüssigkristallinität, Filmbildungseigenschaft, usw.

Für Polyacrylate oder -methacrylate sind solche Monomeren Acryl- oder Methacrylsäureester der Formel (IIIa)

15

15

20

25

30

worin

R für Wasserstoff oder Methyl steht und

5 R²³ für gegebenenfalls verzweigtes C₁- bis C₂₀-Alkyl oder für einen wenigstens eine weitere Acryleinheit enthaltenden Rest steht.

Im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Polyacrylate und Polymethacrylate enthalten dann vorzugsweise als wiederkehrende Einheiten solche der Formeln (Ia), vorzugsweise solche der Formeln (Ia) und (IIIa) oder der Formeln (Ia) und (IIIa) oder solche der Formeln (Ia), (IIa) und (IIIa).

Es können auch mehrere der wiederkehrenden Einheiten der Formel (Ia) und/oder der wiederkehrenden Einheiten der Formeln (IIa) und/oder (IIIa) vorhanden sein.

Das Mengenverhältnis zwischen Ia, IIa und IIIa ist beliebig. Bevorzugt beträgt die Konzentration von Ia je nach Absorptionskoeffizienten von Ia zwischen 0,1 und 100 % bezogen auf das jeweilige Gemisch. Das Verhältnis zwischen Ia und IIa beträgt zwischen 100:0 und 1:99, bevorzugt zwischen 100:0 und 30:70, ganz besonders bevorzugt zwischen 100:0 und 50:50.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymere und Oligomere besitzen vorzugsweise Glasübergangstemperaturen T_g von mindestens 40°C. Die Glasübergangstemperatur kann beispeilsweise nach B. Vollmer, Grundriß der Makromolekularen Chemie, S. 406-410, Springer-Verlag, Heidelberg 1962, bestimmt werden.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymere und Oligomere besitzen eine als Gewichtsmittel bestimmtes Molekulargewicht von 5.000 bis 2.000.000, vorzugsweise von 8.000 bis 1.500.000, bestimmt durch Gelpermeationschromatographie (geeicht mit Polystyrol).

Pfropfpolymere werden hergestellt durch radikalische Anbindung von Monomeren (Ia), die die Farbstoffgruppe der Formeln (I) tragen sowie gegebenenfalls zusätzlich von Monomeren (IIa), die die formanisotropen Gruppen der Formel (II) tragen und/oder egebenenfalls zusätzlich von Monomeren der Formel (IIIa) an oligo- oder polymere Grundsysteme. Solche Grundsysteme können die verschiedenartigsten Polymeren sein, z.B. Polystyrol, Poly(meth)acrylate, Stärke, Cellulose, Peptide. Die radikalische Anbindung kann erfolgen durch Bestrahlung mit Licht oder durch Verwendung von Radikale erzeugenden Reagenzien, z.B. Tert.-butylhydroperoxid, Dibenzoylperoxid, Azodisobutyronitril, Wasserstoffperoxid/Eisen(II)-salze.

10

15

5

Durch die Struktur der Polymeren und Oligomeren werden die zwischenmolekularen Wechselwirkungen der Strukturelemente der Formeln I untereinander oder der Formeln Ia und IIa untereinander so eingestellt, dass die Ausbildung flüssigkristalliner Ordnungszustände unterdrückt wird und optisch isotrope, transparente nichtstreuende Filme, Folien, Platten oder Quader hergestellt werden können. Andererseits sind die zwischenmolekularen Wechselwirkungen dennoch stark genug, dass bei Bestrahlung mit Licht ein photochemisch induzierter, kooperativer, gerichteter Umorientierungsprozeß der photochromen und der nicht photochromen Seitengruppen bewirkt wird.

20

Bevorzugt treten zwischen den Seitengruppen der wiederkehrenden Einheiten der Formel Ia oder zwischen denen der Formeln Ia und IIa Wechselwirkungskräfte auf, die ausreichen, dass die photoinduzierte Konfigurationsänderung der Seitengruppen der Formel I eine gleichgerichtete - sogenannte kooperative - Umorientierung der anderen Seitengruppen Ia und/oder II bewirkt.

25

30

Alle in dem erfindungsgemäßen Verfahren beanspruchten Polymere und Monomere sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung. Weiterhin ist Gegenstand der Anmeldung die Verwendung dieser Stoffe in physikalischen Verfahren. Alle in der Anmeldung genannten Polymere, Oligomere und Monomere und deren Verwendung für DVD-

WO 01/26105

5

20

25

30

Speicher, gegebenenfalls mit Doppelbrechung als Meßsignal sind ebenfalls Gegenstand der Anmeldung.

In den optisch isotropen amorphen photochromen Polymeren können extrem hohe Werte der optischen Anisotropie induziert werden (Δn bis 0.4). Als optisch isotrop werden Polymerproben verstanden, die nicht optisch trüb sind, d.h. die bei Lichtstreuexperimenten mit Licht einer Wellenlänge im Bereich zwischen 380 und 820 nm keine merkliche Lichtstreuung aufweisen.

Hierunter wird verstanden, daß das Verhältnis zwischen der Summe der gestreuten Lichtintensität und der einfallenden Lichtintensität kleiner als 10⁻³, bevorzugt kleiner 10⁻⁴, besonders bevorzugt kleiner 10⁻⁵ und ganz besonders bevorzugt kleiner 10⁻⁶ ist.

Durch den Einfluß von aktinischem Licht werden in den Polymeren oder Oligomeren
Ordnungszustände generiert und modifiziert und damit die optischen Eigenschaften moduliert.

Als Licht wird polarisiertes Licht verwendet, dessen Wellenlänge im Bereich der Absorptionsbande, vorzugsweise im Bereich der langwelligen $n-\pi^*$ -Bande der wiederkehrenden Einheiten der Formel Ia liegt.

Die Herstellung der Polymeren und Oligomeren kann nach literaturbekannten Verfahren durchgeführt werden, beispielsweise nach DE-A 276 297, DE-A 3 808 430, Makromolekulare Chemie 187, 1327-1334 (1984), SU 887 574, Europ. Polym. 18, 561 (1982) und Liq. Cryst. 2, 195 (1987).

Die Herstellung von Filmen, Folien, Platten und Quadern gelingt, ohne dass aufwendige Orientierungsverfahren unter Nutzung externer Felder und/oder von Oberflächeneffekten notwendig sind. Sie lassen sich durch Spincoaten, Tauchen, Gießen oder andere technologisch leicht beherrschbare Beschichtungsverfahren auf Unterlagen aufbringen, durch Pressen oder Einfließen zwischen zwei transparente Platten

10

15

20

bringen oder einfach als selbsttragendes Material durch Gießen oder Extrudieren präparieren. Solche Filme, Folien, Platten und Quader lassen sich durch schlagartiges Abkühlen, d.h. durch eine Abkühlungsrate von >100 K/min, oder durch rasches Abziehen des Lösungsmittels auch aus flüssigkristallinen Polymeren oder Oligomeren herstellen, die Strukturelemente im beschriebenen Sinne enthalten.

Als Substratmaterialien sind optisch transparente Materialien geeignet, z.B. Glas oder Thermoplasten, bevorzugt Polycarbonat. Wird die Information nicht durch das Substrat, sondern durch die Schutzschicht eingeschrieben und ausgelesen, so muß das Substratmaterial nicht mehr die Forderung nach optischer Transparenz erfüllen.

Es kann auch zweckmäßig sein, die Abdeckschicht, die den lichtaktiven Polymerfilm gegen mechanische Beschädigungen schützt, in ihrer Massendichte fein an die Massendichte dieses Polymerfilms anzupassen, bevorzugt auf einen verbleibenden Unterschied von weniger als 0,5 g/cm³, besonders bevorzugt auf weniger als 0,1 g/cm³ und ganz besonders bevorzugt auf weniger als 0,05 g/cm³. Wenn nämlich das Fließverhalten der Abdeckschicht geeignet optimiert ist, folgt diese Schicht der beim Einschreiben erzwungenen Topographieänderung der Grenzfläche zwischen Speichermedium und Abdeckschicht vollständig und es entstehen keinerlei Hohlräume im Interface. Dann aber existiert nach dem Einschreiben keinerlei rücktreibende Kraft, durch die die eingeschriebene Grenzflächen-Topographie wieder eingeebnet oder in anderer Weise verändert würde. Mit anderen Worten, die als Grenzflächen-Topographie eingeschriebene Information ist extrem lagerungsstabil.

Als optisches Meßsystem zum Auslesen der in das Speichermedium eingeschriebenen topographischen Information ist im Grundsatz jedes optische Abbildungssystem geeignet, dessen Bildhelligkeit stark von der Höhenkoordinate und/oder der lokalen Orientierung des abgebildeten Grenzflächenelementes abhängt. Z.B. können Messmethoden zum Einsatz gelangen, wie sie in optischen Profilometern z.B. der Fa.

Rodenstock oder in konfokalen Laserscanning-Mikroskopen z.B. der Fa. Leica

WO 01/26105

5

10

15

20

Mikrosysteme zu finden sind, wobei bei letzteren natürlich alle Bauelemente, die zum Scannen des Laserstrahls nötig sind, entfallen können.

Der Kontrastmechanismus kann sowohl auf dem Prinzip der Interferenz beruhen, zwischen Strahlungsanteilen die aus unterschiedlich tief liegenden Teilen des erfassten Probenflecks herrühren, als auch auf primär geometrisch-optischen Effekten, z.B. dem Neigungskontrast: Die stark gegenüber der Horizontalen geneigten Oberflächenanteile des erfassten Probenflecks lenken die reflektierte Strahlung in Raumwinkelbereiche, die von der Messoptik nicht mehr erfasst werden, und das Reflexionsbild der oberflächemodifizierten Probenstelle wird dunkel.

Die Medien, die dem beschriebenen Speicherverfahren unterzogen werden können, sind aus mindestens einem Substratmaterial (aus Kunststoffen, z.B. Polycarbonat, PMMA, cyclische Polyolefine, Polycarbonat-Copolymeren) etc. und mindestens einer funktionellen Deckschicht der beschriebenen funktionellen Speicherschicht aufgebaut. Zudem können sich zwischen den Substratschichten und den Funktionsschichten, sowie auf der Funktionsschicht noch zusätzliche nichtmetallische Zwischen-/Deckschichten befinden.

Es ist bereits in der Literatur beschrieben, dass es bei der Materialklasse der photoadressierbaren Polymere, zu denen auch die weiter oben beschriebenen Polymere
gezählt werden können, beim Schreiben von holographischen Gittern Oberflächengitter erzeugt werden können (C.Barret. P. Rochon and A. Natansohn. *J. Chem. Phys.*109 (4), 1505 (1998), D.Y. Kim, S.K. Tripathy, L.Li and J. Kumar, *Appl. Phys. Lett.*66 (10), 1166 (1995), N. Holme, L. Nikolova, P.S. Ramanujam and S. Hvilsted, *Appl. Phys. Lett.* 70, 1518 (1997)): Bei der Überlagerung zweier linear polarisierter
Laserstrahlen resultiert ein Interferenzmuster. Befindet sich eine Probe an Stelle
dieses Interferenzmusters, so können Polymere gefunden werden, die diesem Lichtmuster mit einer Modifikation der Oberfläche folgen.

10

15

Es muß als ausgesprochen überraschend bezeichnet werden, dass es gelingt, allein durch lokale Bestrahlung mit einem einzelnen stark fokussiertem Licht, der scannend über die Oberfläche geführt wird, die Oberflächentopographie lokal so stark zu verändern, dass sie danach mit einem optischen Meßsystem sicher ausgelesen werden kann, ohne dass die Funktionsschicht dabei zerstört wurde. Derartig hohe Kontraste waren bisher nur z.B. durch Laserablation bzw. durch Verdampfen von beispielsweise Farbstoffschichten in CD-R Anwendungen möglich.

Ausschlaggebend für die Funktionsfähigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens sind lichtinduzierte Reorientierungen der an das Polymerrückgrat befestigten Seitenketten. Bei Absorption der einfallenden Lichtquanten kommt es zu Konfigurationsänderungen der beteiligten und benachbarten Moleküle (Trans-Cis-Trans-Isomerisierungszyklen der Azofarbstoffe, kooperative Mitbewegung der angrenzenden mesogenen Gruppen). Die einfallende Lichtenergie wird also zu einem großen Teil dazu verwendet, dass die Moleküle sich in einer neuen Konfigurationslage einfinden. Die zudem während der Absorption freiwerdende Wärme scheint den Umlagerungseffekt zu unterstützen. Dadurch entstehen je nach Führung der Bestrahlung "wurst" oder "kugelartige" Aufwölbungen, die bei optimierter optischer Abtastung einen deutlichen neigungsbedingten lokalen Signalabfall erzeugen.

20

25

30

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht das Einschreiben digitaler Informationen z.B. auf CD-R-ähnliche Kunststoffscheiben mit ähnlichen Schreibgeschwindigkeiten und Speicherdichten wie bei der CD-R, aber mit dem Vorteil der gesicherten Langzeitstabilität, da die Lesbarkeit der eingeschriebenen Information nur durch eine äußere Beschädigung der Speicherplatte beeinträchtigt werden kann. Eine Veränderung der eingeschriebenen Strukturierung in der Oberflächentopographie ist nur durch Erwärmen dieser Schicht bis in die Nähe ihrer Glastemperatur möglich. Durch die Polymerarchitektur liegt die Glastemperatur deutlich über 100°C, vorzugsweise über 150°C, so dass durch sachgemäße Lagerung der Speicherplatte ein thermisches Löschen vermieden werden kann.

10

15

20

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der gegenüber den bisher kommerziell genutzten Verfahren deutlich verbesserte Signalhub beim optischen Auslesen der Information. Wie bereits weiter oben beschrieben, ist der Signalhub so groß, dass beispielsweise der Verwendung eines konfokalem Ausleseverfahrens auf eine zusätzliche Reflexionsschicht verzichtet werden kann.

Die Erfindung beschreibt dementsprechend ein Speicherverfahren, bei dem ein Speichermedium, bestehend aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht durch einen fokussierten Laserstrahl, der beispielsweise im Dauerstrich-, oder Pulsbetrieb scannend über die Probenoberfläche geführt werden kann und der je nach Schichtaufbau bei Mehrfachschichten auf die jeweilige Funktionsschicht fokussiert werden kann, zur Speicherung von digitaler binärer, oder nichtbinärer Information unterzogen werden kann. Alternativ kann auf das Scannen des Lasers verzichtet werden, falls auf eine andere Weise für eine Relativbewegung zwischen Medium und Laserspot, beispielsweise durch ein Rotieren des Mediums, gesorgt wird.

Die Schichtdicke der Funktionsschicht liegt je nach der spezifischen Absorption (Extinktion pro Schichtdicke) der Schicht in einem Bereich zwischen 0,05 und 100 μm, bevorzugt zwischen 0,1 und 10 μm und ganz besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 2 μm. Die Schichtdicke kann entweder aus der in einem vorausgegangenen Messvorgang bestimmten spezifischen Absorption und der Extinktion der Funktionsschicht oder mechanisch (durch Beschädigung der Schicht und Abtasten mit einem Profilometer,z.B. Firma Tencor) bestimmt werden.

25

Die Schichtdicke der mindestens einen Schutzschicht liegt in einem Bereich zwischen 0,1 und 1000 μm , bevorzugt zwischen 0,1 und 100 und äußerst bevorzugt zwischen 0,5 und 10 μm .

Bei der Wellenlänge des Lasers, der zum Einschreiben der Oberflächentopographie verwendet wird, befindet sich die optische Dichte der Funktionsschicht in einem

10

15

Bereich zwischen 0,3 und 20, bevorzugt zwischen 0,5 und 10, besonders bevorzugt zwischen 0,7 und 8 und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 und 5.

Die Intensität des Lasers, der zum Schreiben verwendet wird, liegt im Bereich der Leistungen kommerzieller Laserdioden: Es werden Intensitäten zwischen 150 μ W und 100 mW, bevorzugt zwischen 500 μ W und 50 mW, besonders bevorzugt zwischen 750 μ W und 30 mW und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 mW und 20 mW, verwendet. Wird der gleiche Laser auch zum Lesen eingesetzt, so muß dessen Intensität geringer sein, als die Intensität beim Schreiben, bevorzugt um einen Faktor 10, besonders bevorzugt um einen Faktor 100 und ganz besonders bevorzugt um einen Faktor 1000.

Wird zum Lesen der Information ein Laser gewählt, dessen Wellenlänge nicht im Absorptionsbereich der Farbstoffe der Polymere liegt, so kann die Leistungsdichte des Lesestrahls sogar höher sein als die des Schreiblasers. Da die maximal zulässige Lesegeschwindigkeit bei den aktuell kommerziellen Systemen bereits durch das Quantenrauschen des Messsignals begrenzt ist, bedeutet dies, dass man bei dem erfindungsgemäßen System die Lesegeschwindigkeit durch den Einsatz eines leistungsstarken Leselasers deutlich erhöhen kann.

20

25

30

Je nach Wellenlänge des verwendeten Lasers erfolgt die Fokussierung des Laserstrahls durch kommerzielle bzw. speziell optimierte Linsensysteme und Objektive. Die Ausdehnung des Laserstrahls (volle Halbwertsbreite) liegt in einem Bereich zwischen 300 nm und 8 μ m, bevorzugt zwischen 300 nm und 950 nm, besonders bevorzugt zwischen 350 nm und 800 nm und ganz besonders bevorzugt zwischen 380 nm und 650 nm.

Ferner ist dieser Effekt auch im optischen Nahfeld zu realisieren. In diesem Fall beträgt die Ausdehnung kleiner als 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm, ganz besonders bevorzugt kleiner 10 nm.

Im erfindungsgemäßen Verfahren wird als Änderung der Oberflächentopographie der lichtaktiven Schicht des Speichermediums eine Vertiefung von mindestens 10 nm, besonders bevorzugt von mindestens 50 nm und ganz besonders bevorzugt von mindestens 100 nm bevorzugt.

5

Die im Verfahren erzeugte Vertiefung im Speichermedium weist eine an der ursprünglichen Oberfläche gemessene Breite in einer Richtung von weniger als 10 Mikrometer, bevorzugt von weniger als 5 Mikrometer und ganz besonders bevorzugt von weniger als 1 Mikrometer auf.

10

Im bevorzugten erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Signalhub im Speichermedium von mindestens Carrier/noise = 20 dB, besonders bevorzugt von mindestens 40 dB und ganz besonders bevorzugt von mindestens 60 dB eingeschrieben.

15

Carrier Noise ratio ist wie folgt definiert: $C/N = 20 \log (I_{Signal}/I_{Rauschen})$, wobei $I_{Signal} = gemessenes$ Detektionssignal und $I_{Rauschen} = Rauschlevel$ bedeutet.

20

Die Führung des fokussierten Laserstrahls geschieht beispielsweise durch Ablenkung des Laserstrahls durch einen Spiegel mit kontrollierbarer und steuerbarer Winkelstellung (Scanoptik) oder durch die Drehung des Substrates unter dem fokussierten Laserspot. Die Relativgeschwindigkeit zwischen Medium und Laserspot liegt in einem Bereich zwischen 0,01 m/s und 600 m/s, bevorzugt zwischen 0,2 m/s und 100 m/s, besonders bevorzugt zwischen 0,5 m/s und 75 m/s und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 m/s und 60 m/s.

25

30

Zur Detektion der lichtinduzierten Oberflächenmodifikation kann beispielsweise der identische Aufbau herangezogen werden, der auch zum Schreiben verwendet wurde. Hierzu kann beispielsweise die Leistungsdichte des Schreiblasers reduziert werden. Alternativ kann beispielsweise auch eine andere Laserquelle verwendet werden, bevorzugt Laser, die langwelliger emittieren als die Schreiblaser. Bevorzugt sind hier

10

15

20

25

30

Lesewellenlängen zu nennen, die mindestens 20 nm, besonders bevorzugt 50 nm und ganz besonders bevorzugt größer als 100 nm sind als die Schreibwellenlängen.

An flächenhaften Gebilden können in einem geeigneten Recorder-Aufbau dynamische Belichtungsexperimente durchgeführt werden. Dabei werden Lichtimpulse eines auf die Aufzeichnungsschicht fokussierten Lasers (des sog. Schreiblasers) verwendet, um lokal auf einer Kreis-, oder Spiralspur Informationen einzuschreiben. Die Wellenlänge des Schreiblasers liegt im Absorptionsbereich der Farbstoffmoleküle des Aufzeichnungsmaterials, bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 380$ nm und $\lambda = 820$ nm, besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 780$ nm und ganz besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 660$ nm.

Das mit dem Aufzeichnungsmaterial beschichtete Substrat dreht sich mit 60 bis 60000 U min⁻¹, bevorzugt mit 100 bis 10000 U min⁻¹, besonders bevorzugt zwischen 200 und 1000 U min⁻¹. Bei einer Pulsdauer des Schreiblasers von 4 ns bis 10 μs, bevorzugt von 10 ns bis 1 μs werden die Pulse in räumlichen Abständen von 0,3 bis 50 μm, bevorzugt von 0,3 bis 10 μm auf die Aufzeichnungsschicht gesetzt.

Die Ausgangsleistung des modulierbaren Schreiblasers liegt im Bereich von 0,15 bis 100 mW, bevorzugt zwischen 0.5 und 50 mW, besonders bevorzugt zwischen 0.75 und 30 mW und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 mW und 20 mW. Der Schreibstrahl wird auf die Aufzeichnungsschicht fokussiert, die aus der Lösung auf ein verspiegeltes Substrat aufgebracht wurde. Der Fokus-Durchmesser beträgt 0,30 bis 8 μm, bevorzugt 0,30 bis 0.95 μm, besonders bevorzugt 350 nm bis 800 nm und ganz besonders bevorzugt 380 nm bis 650 nm. Im Nahfeld ist der Fokus kleiner 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm, ganz besonders bevorzugt kleiner als 10 nm. Im Lichtfokus werden Leistungsdichten bis zu 100 MW/cm² erreicht. Die Energiedichte eines Pulses liegt im Bereich von 1 mJ/cm² bis 100 J/cm². Die Polarisation des Schreiblasers wird durch übliche Polarisationselemente (Quarzoptik, LC-Elemente) vorgegeben und ist i.a. linear oder zirkular polarisiert, bevorzugt linear polarisiert.

15

20

25

Ein geeigneter Modulator setzt eine computergenerierte Spannungspulsfolge in ein Intensitätsmuster um, das die im Aufzeichnungsfilm vorhandene Anisotropie lokal in Stufen ändert.

- Es wurde experimentell beobachtet, dass die Lichtpulse des Schreiblasers energieabhängig unterschiedliche Wirkungen auf die Polymerschicht haben:
 - Für kleine Pulsenergien werden durch die Lichtpulse Änderungen in der Höhe der Doppelbrechung des Aufzeichnungsmaterials induziert, wie bereits in Le A 31 135 beschrieben. Diese Änderungen in der molekularen Orientierungsverteilung sind photonisch und/oder thermisch induziert.
 - 2. Mit steigender Pulsenergie wurde festgestellt, dass das Licht des Schreiblasers eine zweite Wirkung auf die Aufzeichnungsschicht hat: Überraschenderweise kommt es zu einer Modifikation der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials. Der Laserpuls generiert eine kraterartige Form mit einer zentralen
 Vertiefung und Randaufhäufungen. Diese Oberflächenstruktur hat maximale
 laterale Ausdehnungen, die den Fokusdurchmesser um 10 bis 30 % übertreffen. Die Profiltiefe nimmt mit der Pulsenergie zu und kann bis nahe an die
 Schichtdicke heranreichen, typischerweise bis zu 60 % bis 80 % der
 Schichtdicke.

Die Schwelle für die Energiedichte eines Lichtpulses, bei der die in Punkt 2 beschriebenen Oberflächeneffekte die typische Rauhigkeit einer Oberfläche der Aufzeichnungsschicht von 2 bis 6 nm übersteigen, liegt zwischen 10 mJ/cm² und 100 J/cm², bevorzugt zwischen 20 mJ/cm² und 10 J/cm², und besonders bevorzugt zwischen 50 mJ/cm² und 1 J/cm².

Als Aufzeichnungsmedium wird ein Schichtaufbau verwendet, der aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht besteht.

Die Präparation der Speichermedien erfolgt beispielsweise durch Spincoating einer Lösung des Polymers auf ein Substratmaterial. Hierzu werden übliche Lösungsmittel, wie THF, DMF herangezogen.

- Die Erfindung beschreibt auch einen Einsatz derartig behandelter flächenhafter Gebilde im Bereich der optischen Bauelemente, beispielsweise als diffraktive Elemente.
- Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

15

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{20}
 R^{21}

steht,

20

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

25

Bevorzugt stehen

X⁴ für Wasserstoff oder Methyl,

5 A für S,

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl oder Methoxy

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt,

die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

15

worin

 $-(X^{3'}-Ar^{3})_z-X^4$ für einen Rest der Formel

20

steht,

$$X^{3}$$
 für -O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder C(R⁶R⁷)- steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

5 $X^{3'}$ für -O-, -(SO₂)- oder -(N-R⁵)-,

für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro,

10 R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

20 $-(X^{2'}-Ar^{2})_{y}$ - für einen bivalenten Rest der Formel

steht

25

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

5

R¹⁵ bis R¹⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei die Bedeutung in den beiden Ringen unterschiedlich sein kann.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

-(X¹-Ar¹)-X²- für einen bivalenten Rest der Formel

15

10

steht,

wobei X¹ und X² in m- oder p-Stellung zueinander stehen und X¹ und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen, und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

X^{1} für einen Rest der Formel

5

insbesondere für eine Rest der Formeln

10

 X^{2} für -N=N- oder -CO-NH-.

X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,

R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

10

5

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

worin

15

X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano 20 stehen, und

 S^1 , T^1 und Q^1 die oben angegebene allgemeine, bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung besitzen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

5

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{20}
 R^{20}
 R^{20}

steht,

X3' für -N=N- oder -CO-NH- steht

10

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I)

15

Bevorzugt stehen

X³ für -N=N- oder -CO-NH-,

20

X⁴ für Wasserstoff oder Methyl,

A für S,

25

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl oder Methoxy

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

10

15

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

R¹⁹ R²⁰ X R¹⁹ R²¹ R²²

steht,

 $X^{3'}$ für -O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder $C(R^6R^7)$ - steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

Bevorzugt stehen

 X^{3} für -O-, -(SO₂)- oder -(N-R⁵)-,

20 X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro,

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X2'-Ar2)y- für einen bivalenten Rest der Formel

5

steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

10

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

Bevorzugt stehen

15

R¹⁵ bis R¹⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei die Bedeutung in den beiden Ringen unterschiedlich sein kann.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X1'-Ar1)-X2'- für einen bivalenten Rest der Formel

steht,

5

wobei X^1 und X^2 in m- oder p-Stellung zueinander stehen und X^1 und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen, und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und beson-

ders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

10

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

Bevorzugt stehen

15 X¹ für einen Rest der Formel

insbesondere für eine Rest der Formeln

X²' für –N=N- oder –CO-NH-,

10

- X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,
- 15 R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

5 worin

- X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und
- 10 R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano stehen, und
 - S¹, T¹ und Q¹ die oben angegebene allgemeine, bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung besitzen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durch die nachfolgenden Beispiele näher erläutert.

Beispiele

5

Beispiel 1

Dynamische Schreibexperimente in einem angepaßtem Recorderaufbau

Mit einem weiter unten beschriebenen Recorder wurden dynamische Belichtungsexperimente an einem verspiegelten, mit einer (250±30) nm dicken Schicht aus Polymeren der Formel

15

20

benetzten Substrat vollautomatisiert durchgeführt. In die Aufzeichnungsschicht wurde mit einer (Vorrichtung genau beschreiben) flächig eine Doppelbrechung von 0,1 eingeschrieben, wobei die Polarisationsrichtung der Vorbelichtung 45° zum Radius einnahm. Das Substrat drehte sich mit 600 U min⁻¹. Bei einer Pulsdauer von 10 μs und einem computergesteuert einstellbaren Spurradius von 1,6 cm bis 4,9 cm hatten dann die Speicherplätze Abstände von 10 bis 35 μm.

Als Schreiblaser wurde ein diodengepumpter Nd:YAG-Laser (Fa. Coherent) eingesetzt, dessen zweite Harmonische (Wellenlänge 532 nm) einen akustooptischen Modulator (Fa. Isomet) durchlief und über eine Faser in den Recorder eingekoppelt wurde. Die Austrittsleistung nach der Faser betrug maximal 18 mW. Alternativ könnte auch eine LASER-Diode verwendet werden, die direkt moduliert wird und auf diese Weise verschieden intensive LASER-Pulse generiert. Der Schreibstrahl durchlief einen dichroitischen Strahlteiler und wurde auf die Aufzeichnungsschicht fokussiert. Der Fokusdurchmesser betrug (7±1) µm. Die Pulsenergie wurde in 1000 äquidistanten Stufen von 0,1 bis 100 J/cm² computergesteuert variiert. Der Schreiblaser war 45° zur Radialrichtung und 90° zur Vorbelichtungsrichtung der PAP-Schicht polarisiert. Der akustooptische Modulator setzte eine computergenerierte Spannungspulsfolge in ein Intensitätsmuster um, das die im Polymerfilm vorhandene Anisotropie lokal graduell löschte.

Im Recorder wurde eine Halbleiter-Laserdiode (Leselaser) der Wellenlänge 670 nm (Leistung 20 mW) über den dichroitischen Strahlteiler seitlich in den Schreibstrahlengang eingekoppelt und auf die informationstragende Spur der Aufzeichnungsschicht fokussiert. Der Fokusdurchmesser betrug 11 µm. Das Licht des Leselasers wurde an der Aluminiumschicht des Substrates reflektiert und durchlief die Aufzeichnungsschicht doppelt. Ein polarisationsabhängiger Strahlteiler koppelte die depolarisierten Anteile des zurücklaufenden Lichts seitlich aus, so dass es von einer Photozelle detektiert werden konnte. Die Graustufen wurden über eine Elektronik mit Hochpaß-Glied sichtbar gemacht. Die Höhe der Intensitätsstufe wurde über die Energie des jeweiligen Schreibpulses eingestellt.

25

30

5

10

15

20

Es wurde beobachtet, dass es mit steigender Pulsenergie zu einer Modifikation der Oberfläche der Aufzeichnungsschicht kam. Die kraterartige Form, die der Laserpuls hervorrief, hatte eine Ausdehnung von 9 μm in Radialrichtung. Die Profiltiefe nahm mit der Pulsenergie zu. Bis zu Pulsenergien von 10 J/cm² (Intensität 1 MW/cm²) hatten die Modifikationen ein Ausmaß von maximal 3 nm. Dies entspricht der typischen Rauhigkeit einer aus Lösung aufgeschleuderten Polymerschicht. Die Modi-

fikation der Aufzeichnungsschicht war bei der maximal verfügbaren Energie von 100 J/cm² (Intensität 10 MW/cm²) so stark, dass ihre Form mit einem Atomkraftmikroskop (AFM) gut aufgelöst werden konnte. Die zentrale Vertiefung belief sich auf (70±10) nm. Am Rand waren (30±5) nm hohe Aufhäufungen zu sehen.

5

25

30

Beispiel 2

Funktionsfähigkeit der Einschreib- und Ausleseprozesse

Die Funktionsweise des beschriebenen Speicherverfahrens kann beispielsweise mit einem konfokalen Laserscanning Mikroskop (CLSM) gezeigt werden. In diesem Beispiel wurde ein kommerzielles Gerät der Firma Leica (Gerät TCS/NT) verwendet. Bei diesem CLSM handelt es sich um ein Mikroskop, bei dem der Laser ferner mit Hilfe eines AOM moduliert bzw. gepulst werden kann. Die kontrasterzeugenden Mechanismen wurden mit Hilfe von REM- und AFM-Untersuchungen aufgedeckt und mit dem konfokalen Kontrast des CLSM's verglichen. Das CLSM wurde mit einem 16er Objektiv betrieben. Zum Einschreiben der Information wurde eine Wellenlänge von 488 nm benutzt. Die Leistung auf der Probenoberfläche betrug 150 μW, der Durchmesser des Laserflecks 940 nm. Hieraus errechnete sich die Leistungsdichte am Probenort zu:

$$P = 2,16 \times 10^7 \text{ mW/cm}^2$$

Die Dauer für das Scannen einer Linie betrug 2,2 ms, wovon 0,77 ms zum eigentlichen Scannen der Linie benötigt wurden (Rest: Umkehrpunkte, Rücklauf, etc.). Die laterale Ausdehnung der Linie konnte durch die Wahl des Gesichtsfeldes festgelegt werden, wobei das kleinste Gesichtsfeld 20 µm betrug. Bei einer Vergrößerung des Gesichtsfeldes bleibt sowohl die Zeit, die für das Abscannen einer Linie benötigt wird (0,77 ms), als auch die Leistungsdichte auf der Probe erhalten, es wird lediglich der Scanbereich, also die Länge der Linie, erweitert. Es kommt also zu einer Erhö-

10

15

20

hung der Scangeschwindigkeit, was effektiv eine Verringerung der Verweilzeit des Lasers an einer speziellen Polymerstelle bedeutet.

Zum Einschreiben wurde der Argonlaser (488 nm) mittels eines AOM innerhalb der gescannten Linie mehrfach ein- und ausgeschaltet. Das Abscannen der Linie konnte bei aufeinanderfolgenden Experimenten mit hoher Präzision wiederholt werden, ohne die Positionen der einzelnen Pixel deutlich zu verschmieren.

Die Detektion der geschriebenen Linien erfolgte mit einem HeNe-Laser. Dieser Laser hat zum einen den großen Vorzug, dass er aufgrund seiner Wellenlänge außerhalb der Absorption der Polymere lediglich diffraktive, keine absorbierenden Beiträge zum detektierten Signal liefert. Zum Anderen vermag diese Wellenlänge keine nennenswerten molekularen Reorientierungen zu induzieren, womit sichergestellt wird, dass die gemessenen Kontrastverhältnisse einzig durch die Bestrahlung mit dem Argonlaser hervorgerufen wurden.

Als Probe wurde eine ca. 1 µm dicke Probe des Polymers

verwendet.

Für das erfindungsgemäße Verfahren ist die Ausbildung dieser Oberflächenmodifikation der eigentliche kontrasterzeugende Mechanismus.

Beispiel 3

Lagerstabilität

Die Probe, in der in Beispiel 1 eine Oberflächenmodifikation geschrieben wurde, wurde für 1 Monat bei 160°C gelagert. Nach dieser Lagerung wurde die Probe erneut im konfokalen Mikroskop untersucht. Die zuvor eingeschriebene Oberflächenmodifikation war unverändert sowohl im CLSM als auch im AFM zu beobachten.

10 Beispiel 4

15

20

30

Vergleich mit konfokalem Kontrast bei CD-R

Eine kommerzielle CD-R (Firma KODAK, digital science CD-R, 650 MB, 74 min) wurde mit einem handelsüblichen CD-Brenner (Firma TEAC, CD-R55SK, CD-writer) beschrieben. Die beschriebene CD wurde in einem CLSM der Firma LEICA (TCS/NT) mit einer Wellenlänge von 632 nm in einem Gesichtsfeld von 20 μm x 20 μm untersucht. Hierbei waren deutlich die eingeschriebenen Pits zu erkennen. Der Unterschied der im konfokalen Reflexionsmodus gemessenen Intensitätswerte zwischen unbeschriebenen und beschriebenen Bereichen wurde mit dem Unterschied der Intensitäten längs der in Beispiel 1 eingeschriebenen Oberflächentopographien verglichen: Unter identischen Einstellungen war der konfokale Kontrast der in Beispiel 1 beschriebenen Oberflächentopographien um einen Faktor 2 bis 3 größer als der Kontrast entlang der Pits der gebrannten CD.

25 Beispiel 5

Belichtung durch Deckschicht

Auf eine wie im Beispiel 1 beschrieben hergestellte Probe wurde ein ca. 10 μm dicker UV-härtender Decklack (Firma BAYER, Roskydal 2265, durch Spincoating mit 3000 U/min aufgebracht) auf das Polymer gebracht und für 15 Sekunden unter einer handelsüblichen Lampe zur Aushärtung von UV-Lacken ausgehärtet. Danach

wurde in die Probe wie im Beispiel 1 beschrieben eine Doppelbrechnung einbelichtet und danach ebenfalls wie im Beispiel 1 beschrieben eine Pulsfolge eingeschrieben. Konfokale Untersuchungen zeigten, dass trotz des Decklackes die in Beispiel 1 beschriebenen Oberflächentopographien zu beobachten waren und zwar ohne, dass an der Grenzfläche zwischen Speichermedium und Deckschicht Hohlräume, Blasen oder ähnliche Störungen auftraten.

10

25

30

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum optischen Einschreiben optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium dadurch gekennzeichnet, dass durch den optischen Einschreibprozeß die Oberflächentopographie des Speichermediums für den optischen Ausleseprozeß geeignet und ausreichend modifiziert wird, und zwar ohne dass wesentliche Anteile des detektierten Signales von einer Abtragung und/oder einer physikalischen oder chemischen Modifikation der die aktive Absorberschicht angrenzenden Lagen herrühren
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Speichermedium Polymerfilme zum Einsatz kommen.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Speichermedium eine mehrschichtige Platte zum Einsatz kommt, die zumindest aus einer
 mechanisch ausreichend stabilen Unterlage und aus mindestens einem die
 lichtaktive Schicht bildenden Polymerfilm und aus einer Abdeckschicht
 besteht.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, bei dem ein Speichermedium eingesetzt und die lichtaktive Schicht überwiegend aus Oligomeren und/oder Polymeren besteht, die Farbstoffe enthalten, die sich bei Einwirkung von Licht reorientieren, bevorzugt amorphen Polymeren, besonders bevorzugt Seitengruppenpolymeren.
 - Verfahren nach einem oder mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Abdeckschicht ein Polymerfilm zum Einsatz kommt, dessen Massendichte eng an die der lichtaktiven Schicht angepaßt ist.

6. Verfahren nach einem oder mehrerer der vorangegangen Ansprüche, wobeials lichtaktiver Polymerfilm Seitenkettenpolymere, gegebenenfalls Blockund/oder Propfpolymerre verwendet werden, an welche als Seitenketten Farbstoffe über einen STQ-Spacer (Formel I) und formanisotrope Gruppen ebenfalls über einen STQ-Spacer (Formel II) gebunden sind, wobei Formel I die
Struktur

$$-S^{1}-T^{1}-Q^{1}-X^{1'}-Ar^{1}-\left(-X^{2'}-Ar^{2}\right)_{Y}-\left(-X^{3'}-Ar^{3}\right)_{Z}-X^{4}$$
 (I)

10 aufweist

mit
$$-Ar^{1}$$
 = R^{11} R^{12} (iii) oder R^{11} R^{12} (iv) oder R^{11} R^{12} (iv) oder R^{15} R^{16} R^{16} R^{16} R^{17} R^{18} R^{18} R^{19} R^{19}

mit
$$-Ar^3$$
 = R^{10} R^{20} (VII) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12}

wobei

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und

X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,A für O, S oder N-C₁- bis C₄-Alkyl steht,

5

Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)_p, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -(C=NR⁸)-, -(CNR⁸-NR⁵)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

10

stehen,

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

15

S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,

20

- p für eine ganze Zahl von 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl steht,
- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,

- R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen nichtionischen Substituenten stehen,
- 30
- bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴'-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -Ṣ-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)-, -(SO₂-O)-, -(SO₂-NR⁵)-, oder -(CNR⁸-NR⁵)- stehen und

5

X² und X³ zusätzlich für -(C=NR⁸)-, -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen X² oder X³ für -N=N- steht,

10

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄- Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

15

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen, wobei

20

unter nichtionischen Substituenten sind zu verstehen Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- oder ein Rest der Formel

25

verstanden wird und

die Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- und Arylreste ihrerseits durch bis zu 3 Reste aus der Reihe Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl oder C₆- bis C₁₀-Aryl substituiert sein und die Alkyl- und Alkenylreste können geradkettig oder verzweigt sein können und

unter Halogen ist Fluor, Chlor, Brom und Iod zu verstehen ist, insbesondere Fluor und Chlor

10

5

und Formel II durch

$$-S^{1}-T^{1}-Q^{1}-X^{1'}-Ar^{1}-\left(-X^{2'}-Ar^{2}\right)_{y}\left(-X^{3'}-Ar^{3}\right)_{z}X^{4} \tag{II}$$

beschrieben wird, wobei die obigen Substituentendefinition (Formel I) auch für Formel II gültig sind, mit der Ausnahme, dass keine der Gruppen X²' oder X³' -N=N- annehmen darf und R¹¹ bis R²² nicht für einen Rest der Formel (VIII) stehen darf.

- 7. Verfahren gemäß Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Farbstoffseitengruppen I eingesetzt werden, wobei Substituenten und Formeln die in Anspruch 6 definierte Bedeutung aufweisen und zusätzlich
 - Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,

25

- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
- Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,

30

y für 1 oder 2 steht,

- z für 0, 1 oder 2 steht und
- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-,
 -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder
 einen bivalenten Rest der Formel

stehen,

15

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,
- 20 S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
 - p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- 25 R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloal-

kyl, C_2 - bis C_{20} -Alkenyl, C_6 - bis C_{10} -Aryl, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(C=O)-, C_6 - bis C_{10} -Aryl-(C=O)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(SO₂)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(C=O)-NH-, C_6 - bis C_{10} -Aryl-(C=O)-NH-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-O-(C=O)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-NH-(C=O)-, C_6 -bis C_{10} -Aryl-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

5

10

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis
 C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen und

15

X² und X³ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen X² oder X³ für -N=N- steht,

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

20

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen

- 73 -

und formanistrope Seitengruppen II eingesetzt werden, wobei Substituenten und Formeln die in Anspruch 6 definierte Bedeutung aufweisen und zusätzlich

5 Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,

Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,

Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,

10

y für 1 oder 2 steht,

z für 0, 1 oder 2 steht und

15 X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,

A für O oder S steht,

20 Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

25 stehen,

30

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

5

20

25

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,

R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,

- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht.
- 10 R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- stehen,
 - X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,
 - $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen,
 - R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
- R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

 Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das zu beschreibende Speichermedium eine lichtaktive Schicht der Dicke von 0,05 und 1000 μm aufweist.

- 9. Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das eingesetzte Speichermedium eine optische Dichte bei der Wellenlänge des Schreiblasers der lichtaktiven Schicht zwischen 0,3 und 20 aufweist.
- 10 Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei im eingesetzten Speichermedium als Änderung der Oberflächentopographie der lichtaktiven Schicht eine Vertiefung erzeugt wird, bevorzugt mit einer Tiefe von mindestens 10 nm.
- 15 11. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vertiefung im Speichermedium eine an der ursprünglichen Oberfläche gemessene Breite in einer Richtung von weniger als 10

 µm erzeugt wird.
- 20 12. Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der Oberflächentopographie des Speichermediums durch Laserlicht, bevorzugt mit Wellenlängen zwischen 380 nm und 820 nm erzeugt wird.
- Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht einer Intensität zwischen 150 μW und 100 mWbesitzt und auf Spots einer Ausdehnung (volle Halbwertsbreite) in einem Bereich zwischen 10 nm und 8 μm fokussiert wird.
- 30 14. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Speichermedien beschrieben werden können,

WO 01/26105 PCT/EP00/09269

deren Trägerschicht aus einem Polymer besteht, bevorzugt aus einem thermoplastischen Polymer, besonders bevorzugt aus Polycarbonat.

- Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass ein Signalhub im Speichermedium von mindestens Carrier/Noise = 20 dB eingeschrieben ist.
- 16. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei Speichermedien beschrieben werden können, die zwischen der farbstoffhaltigen Schicht und der weiteren Schicht eine zusätzliche, Licht reflektierende, Schicht enthalten, bevorzugt aus der Gruppe der Metalle Aluminium, Silber, Gold, besonders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe Aluminium und Silber, ganz besonders bevorzugt Aluminium.
- 15 17. Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das zu beschreibende Speichermedium keine Reflexionsschicht aufweist.
 - 18. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der vorangegangenen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der optische Einschreibprozess mit polarisiertem Licht verschiedener Intensität, erzeugt durch einen LASER mit Akustooptischen Modulator oder durch Modulation einer LASER-Diode, ausgeführt wird und der Polarisationszustand des reflektierten Lichts in einer Polarisationsoptik detektiert wird.
- 25 19. Monomere der Formel

20

$$= \sum_{R^1}^{O} S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (Ia)

worin R1 für Wasserstoff oder Methyl steht und

die anderen Reste die in Anspruch 6 und 7 definierte Bedeutung besitzen und

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

5

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{20}
 R^{20}
 R^{21}

steht,

X³ für –N=N- oder –CO-NH- steht.

10

20. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

 $-(X^{3'}-Ar^{3})_{z}-X^{4}$ für einen Rest der Formel

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{19}
 R^{21}
 R^{22}

15

steht,

 X^{3} für –O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder C(R⁶R⁷)- steht.

20 21. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

-(X2'-Ar2)y- für einen bivalenten Rest der Formel

steht.

5 22. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

-(X1'-Ar1)-X2'- für einen bivalenten Rest der Formel

10 steht,

wobei $X^{1'}$ und $X^{2'}$ in m- oder p-Stellung zueinander stehen und $X^{1'}$ und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen.

15 23. Monomere der Formel

10

15

20

 X^{2} für -N=N- oder -CO-NH-,

5 X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,

R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

worin

X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano stehen.

- 24. Polymere, hergestellt aus Monomeren gemäß einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche.
- Verwendung der Monomere gemäß Anspruch 19 bis 24 zur Herstellung von
 optischen Speichern.
 - 26. Speichermedien, erhältlich gemäß einem oder mehrerer der vorangegangen Ansprüche.

Intern. .ial Application No PCT/EP 00/09269

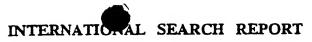
		L				
A. CLASSIF IPC 7	G11B7/24 C08F246/00					
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC				
B. FIELDS S						
IPC 7						
	on searched other than minimum documentation to the extent tha					
	ata base consulted during the international search (name of data i	oase and, wnere practical,	searon tenns useu)			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.			
X	EP 0 823 442 A (BAYER AG) 11 February 1998 (1998-02-11) page 2, line 3 -page 4, line 6; page 14, line 52 -page 17, line page 19, line 45 page 20, line 28 - line 31	claims 39	6-26			
X	WO 97 44365 A (VEDDER HANS JOAC;BERNETH HORST (DE); BAYER AG (CLAUSSEN U) 27 November 1997 (1 page 5, line 17 - line 19; exampage 26, line 1 - line 4; examp	6-26				
X	EP 0 669 548 A (FUJI XEROX CO L 30 August 1995 (1995-08-30) page 9, line 3 - line 45; examp		6-26			
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	members are listed in annex.			
A docum consi *E* earlier filing *L* docum which citati *O' docum other *P* docum later	nent which may throw doubts on priority claim(s) or his cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or reason ment published prior to the international filing date but than the priority date claimed	or priority date an cited to understar invention "X" document of partic cannot be considirated involve an invention cannot be considirated document is comments, such comin the art. "&" document membe	blished after the international filing date and not in conflict with the application but and the principle or theory underlying the cular relevance; the claimed invention lered novel or cannot be considered to ive step when the document is taken alone cular relevance; the claimed invention lered to involve an inventive step when the bined with one or more other such docubination being obvious to a person skilled or of the same patent family			
	e actual completion of the international search 30 November 2000	14/12/	f the international search report			
	d mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized office	7			
	European Patem Onice, P.B. 3518 Patemaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Philos	Philosoph, L			





intern. .ial Application No PCT/EP 00/09269

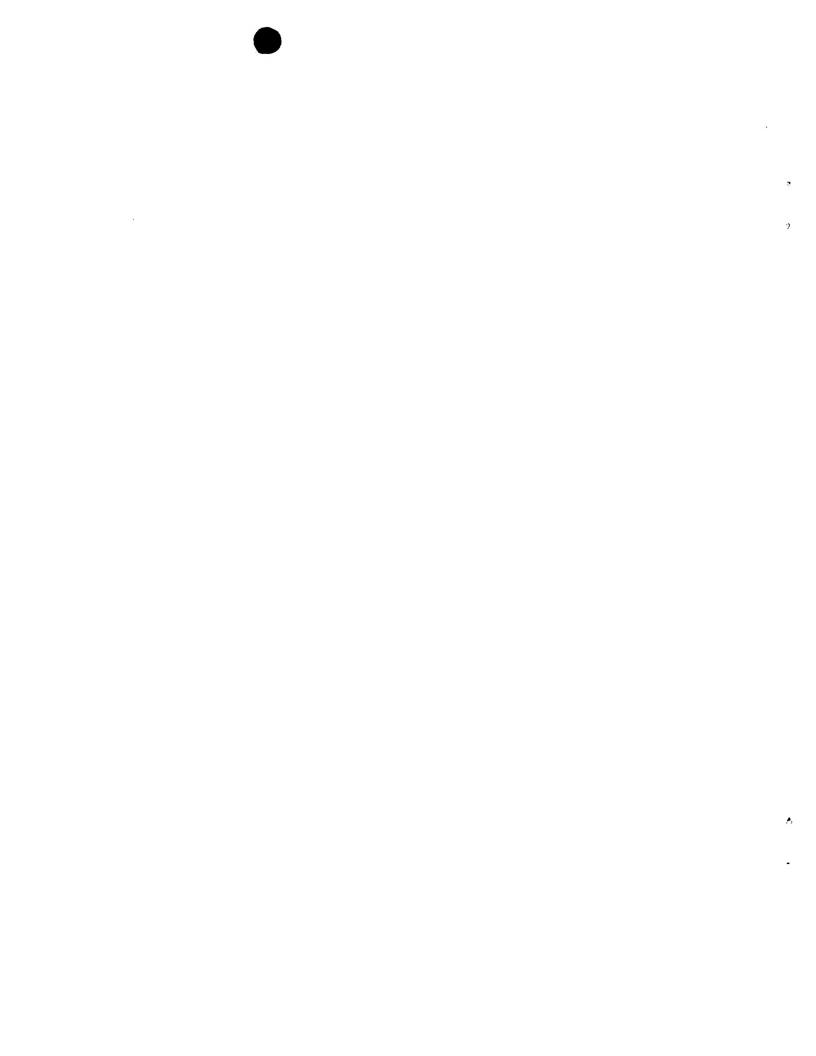
Relevant to claim No. 6-26 8,14,16, 17 8,14,16, 17
6-26 8,14,16, 17 8,14,16,
6-26 8,14,16, 17 8,14,16, 17
8,14,16, 17 8,14,16, 17
8,14,16, 17
17
12,18
6-26
19-23



information on patent family members

Internal ial Application No PCT/EP 00/09269

Patent docum nt cited in search report		Publication Patent family member(s)		Publication date	
EP 0823442	A	11-02-1998	DE JP US	19631864 A 10077316 A 6046290 A	12-02-1998 24-03-1998 04-04-2000
WO 9744365	A	27-11-1997	DE DE DE	19620588 A 19703132 A 19706379 A	27-11-1997 30-07-1998 05-11-1998
			AU CN	2898497 A 1226258 A	09-12-1997 18-08-1999
			EP EP JP	0900239 A 0856527 A 10212324 A	10-03-1999 05-08-1998 11-08-1998
EP 0669548	A	30-08-1995	JP JP	2887069 B 7261138 A	26-04-1999 13-10-1995
			JP JP	2887065 B 7234393 A	26-04-1999 05-09-1995
			JP JP	2887068 B 7261137 A	26-04-1999 13-10-1995
			JP JP US	2887070 B 7261139 A 5670083 A	26-04-1999 13-10-1995 23-09-1997
			JP JP	2904034 B 8171739 A	14-06-1999 02-07-1996
WO 9303073	Α	18-02-1993	US CA	5173381 A 2116106 A	22-12-1992 18-02-1993
DE 4339862	Α	06-10-1994	EP JP	0622789 A 6322040 A	02-11-1994 22-11-1994
			US	5543267 A	06-08-1996
US 5079758	A	07-01-1992	AU AU CN	5744190 A 6603790 A 1052002 A	18-12-1990 28-04-1991 05-06-1991
			EP JP	0473695 A 4505826 T	11-03-1992 08-10-1992
			JP WO WO	5501024 T 9014657 A 9105344 A	25-02-1993 29-11-1990 18-04-1991
JP 5139042	A	08-06-1993	NONE		
JP 58155543	A	16-09-1983	JP JP	1640116 C 3001731 B	18-02-1992 11-01-1991
JP 63142546	Α	14-06-1988	NONE	·	
DE 19914325	С	06-07-2000	WO	0060586 A	12-10-2000
WO 0054112	A	14-09-2000	DE	19910247 A	28-09-2000



iales Aktenzeichen Intern. PCT/EP 00/09269

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G11B7/24 C08F246/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G11B C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 823 442 A (BAYER AG) 11. Februar 1998 (1998-02-11) Seite 2, Zeile 3 -Seite 4, Zeile 6; Ansprüche Seite 14, Zeile 52 -Seite 17, Zeile 39 Seite 19, Zeile 45 Seite 20, Zeile 28 - Zeile 31	6-26
X	WO 97 44365 A (VEDDER HANS JOACHIM; BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); CLAUSSEN U) 27. November 1997 (1997-11-27) Seite 5, Zeile 17 - Zeile 19; Beispiel 1 Seite 26, Zeile 1 - Zeile 4; Beispiele 33-36	6-26
X	EP 0 669 548 A (FUJI XEROX CO LTD) 30. August 1995 (1995-08-30) Seite 9, Zeile 3 - Zeile 45; Beispiel 1	6-26

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach oder dem Prioritätsdatum veröffer

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmekledatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. November 2000

14/12/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Philosoph, L



PCT/EP 00/09269

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	WO 93 03073 A (UNIV KINGSTON) 18. Februar 1993 (1993-02-18) Seite 17, letzter Absatz; Anspruch 1 Seite 10, letzter Absatz -Seite 11, Zeile 13		6-26
X	DE 43 39 862 A (AGFA GEVAERT AG) 6. Oktober 1994 (1994-10-06) Seite 4, Zeile 47 -Seite 5, Zeile 17; Ansprüche 1,14		6-26
Υ	US 5 079 758 A (CLARK BRYAN K) 7. Januar 1992 (1992-01-07) Seite 4, Zeile 35 -Seite 5, Zeile 7 Spalte 5, Zeile 58 -Spalte 9, Zeile 4		8,14,16, 17
Υ	DATABASE WPI Section Ch, Week 199327 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 1993-216316 XP002154185 & JP 05 139042 A (NIPPON PAINT CO LTD), 8. Juni 1993 (1993-06-08) Zusammenfassung		8,14,16, 17
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 278 (P-242), 10. Dezember 1983 (1983-12-10) & JP 58 155543 A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK), 16. September 1983 (1983-09-16) Zusammenfassung		12,18
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 406 (P-777), 27. Oktober 1988 (1988-10-27) & JP 63 142546 A (HITACHI LTD), 14. Juni 1988 (1988-06-14) Zusammenfassung		
P,X, L	DE 199 14 325 C (BAYER AG) 6. Juli 2000 (2000-07-06) Seite 3, Zeile 49 -Seite 6, Zeile 36; Ansprüche; Beispiel 3		6-26
P,X, L	WO 00 54112 A (EICKMANS JOHANNES ;BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); HAGEN RAINER) 14. September 2000 (2000-09-14) Seite 16, Zeile 16 -Seite 9, Zeile 4		19-23

INTERNATIONALER REHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

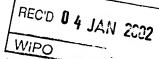
Interna ales Aktenzeichen PCT/EP 00/09269

Im Rech rch nbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		fitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FP	0823442	A	11-02-1998	DE	19631864 A	
	JOE 344E	7.	11 02 1990	JP	19031864 A 10077316 A	12-02-1998 24 - 03-1998
				US	6046290 A	04-04-2000
WO	9744365	Α	27-11-1997	DE	19620588 A	27-11-1997
				DE	19703132 A	30-07-1998
				DE	19706379 A	05-11-1998
				AU	2898497 A	09-12-1997
				CN	1226258 A	18-08-1999
				EP	0900239 A	10-03-1999
				EP	0856527 A	05-08-1998
				JP	10212324 A	11-08-1998
EP	0669548	Α	30-08-1995	JP	2887069 B	26-04-1999
				JP	7261138 A	13-10-1995
				JP	2887065 B	26-04-1999
				JP	7234393 A	05-09-1995
				JP	2887068 B	26-04-1999
				JP	7261137 A	13-10-1995
				JP	2887070 B	26-04-1999
				JP	7261139 A	13-10-1995
				US	5670083 A	23-09-1997
				JP	2904034 B	14-06-1999
				JP	8171739 A	02-07-1996
WO	9303073	Α	18-02-1993	US	5173381 A	22-12-1992
				CA	2116106 A	18-02-1993
DE	4339862	A	06-10-1994	EP	0622789 A	02-11-1994
				JP	6322040 A	22-11-1994
				US	5543267 A	06-08-1996
US	5079758	Α	07-01-1992	AU	5744190 A	18-12-1990
				AU	6603790 A	28-04-1991
				CN	1052002 A	05-06-1991
				EP	0473695 A	11-03-1992
				JP	4505826 T	08-10-1992
				JP	5501024 T	25-02-1993
				WO	9014657 A	29-11-1990
				WO	9105344 A	18-04-1991
JP	5139042	A	08-06-1993	KEIN	E	
JP	58155543	Α	16-09-1983	JP	1640116 C	18-02-1992
				JP	3001731 B	11-01-1991
JP	63142546	Α	14-06-1988	KEIN	E	
DE	19914325	С	06-07-2000	WO	0060586 A	12-10-2000
WO	0054112	Α	14-09-2000	DE	19910247 A	28-09-2000

ÿ	•				÷
					(♦ .• .• .• .• .•
•					
		ì			
				•	
					**
			••,		

E INTERNATIONALE ZUSA MENARBEIT AUF DEN **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICI

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Akton	zoiche	an de	s Anmelders oder Anwalts		-			
	3307			WEITERES VORG	EHEN		lung über die Übersendur Prüfungsberichts (Formb	
Intern	ationa	les A	ktenzeichen	Internationales Anmelde	datum(Ta	ng/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mo	onat/Tag)
PCT	/EP0	0/09	269	19/09/2000			01/10/1999	
	B7/24		tentklassifikation (IPK) oder r	nationale Klassifikation und	d IPK			
BAY	ER A	KTII	ENGESELLSCHAFT					
			rnationale vorläufige Prüf stellt und wird dem Anme				nalen vorläufigen Prüf	fung beauftragten
2. [Dieser	BEF	RICHT umfaßt insgesamt	8 Blätter einschließlich	n dieses	Deckblatts.		
C	ur	nd/od	dem liegen dem Bericht A ler Zeichnungen, die geär de vorgenommenen Beric	ndert wurden und diese	m Beric	ht zugrunde l	iegen, und/oder Blätte	er mit vor dieser
0	Diese	Anla	gen umfassen insgesamt	Blätter.				•
3. C	Dieser	Beri	cht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:				
	ı	\boxtimes	Grundlage des Berichts					
	П		Priorität					
	Ш	\boxtimes	Keine Erstellung eines G	Sutachtens über Neuhe	it, erfind	erische Tätig	keit und gewerbliche	Anwendbarkeit
	IV		Mangelnde Einheitlichke				-	
	٧	×	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba					
	VI	\boxtimes	Bestimmte angeführte U	nterlagen			•	
	VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der ir	nternationalen Anmeldu	ıng			
`	VIII	⊠	Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen Aı	nmeldun	g		
Datum	der E	inreic	hung des Antrags		Datum d	er Fertiastellun	ng dieses Berichts	
11/04					28.12.20	J	3	
		uftrag	schrift der mit der internation ten Behörde: päisches Patentamt - P.B. 58	, and the second	Bevollma	ächtigter Bedie	nsteter	STOCKSONES MICHAELS
		NL-2	280 HV Rijswijk - Pays Bas		Philoso	ph, L		Was can was a sure of the sure
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016						21 70 240 245		AN TOWN TOWN

Tel. Nr. +31 70 340 2450

						ň
						,
			á á			
		24.2				
	•					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/09269

I.	Gru	ındlage des Berich	ts						
1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:								
	1-6	5	ursprüngliche Fassung						
	Pat	entansprüche, Nr.:							
	1-26	6	ursprüngliche Fassung						
2	Hine	sichtlich der Sprach	ne: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der						
	die	internationale Anme	eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern hts anderes angegeben ist.						
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um								
		die Sprache der Ül Regel 23.1(b)).	persetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach						
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).						
		die Sprache der Ül ist (nach Regel 55.	persetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden 2 und/oder 55.3).						
3.	Hins inte	sichtlich der in der ir rnationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:						
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.						
			internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgeha	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den It der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
			die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.						
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:						
		Beschreibung,	Seiten:						
		Ansprüche,	Nr.:						
		Zeichnungen,	Blatt:						

-

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/09269

5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
		(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).
6.	Etw	aige zusätzliche Bemerkungen:
ш	Kei	ne Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
1.		gende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf nderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:
		die gesamte internationale Anmeldung.
	×	Ansprüche Nr. 1-5.
Вє	egrüi	ndung:
		Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):
		Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (<i>machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben</i>) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (<i>genaue Angaben</i>):
		Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
	×	Für die obengenannten Ansprüche Nr. 1-5 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
2.	un	ne sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid d/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard espricht:
		Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
		Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
٧	'. Be	gründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der werblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/09269

Neuheit (N)

Ansprüche Ja:

6-26 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ansprüche Ja:

Nein: Ansprüche 6-26

6-26

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ansprüche

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VI. Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

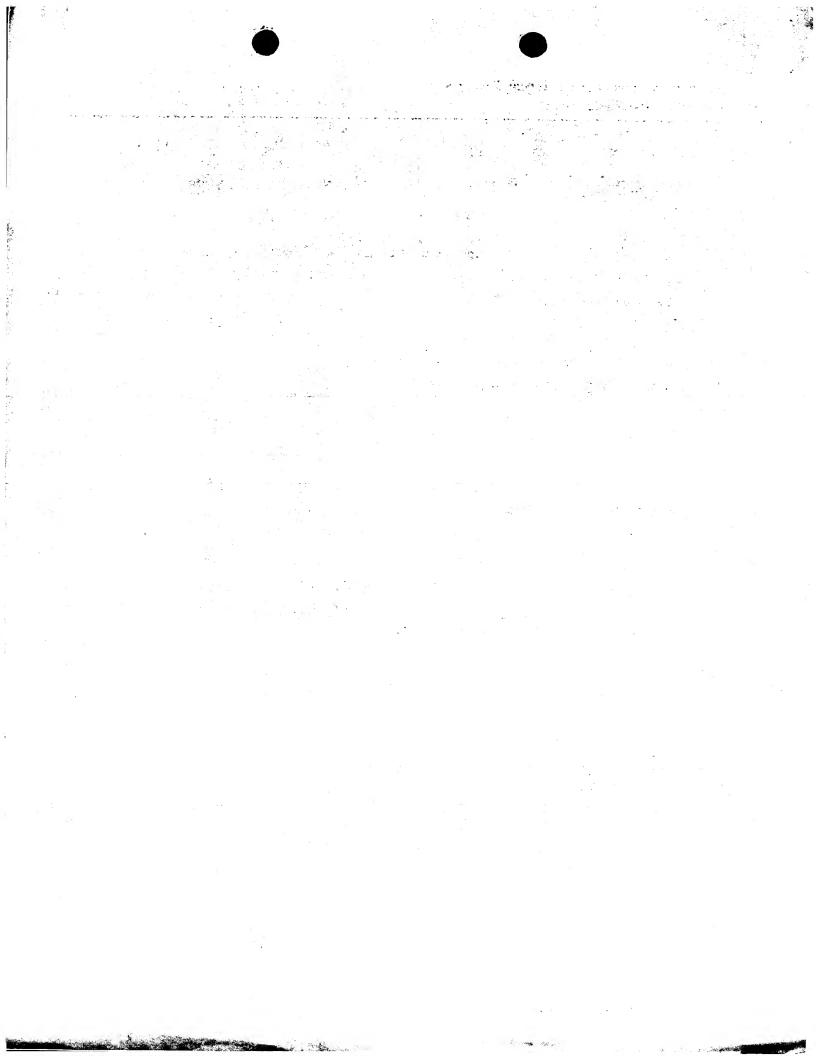
siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1°) - Der geltende Patentanspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren, charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich ein Verfahren zum optischen Einschreiben optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein Speichermedium, OHNE DAß WESENTLICHE ANTEILE DES DETEKTIERTEN SIGNALES VON EINER ABTRAGUNG UND/ODER EINER PHYSIKALISCHEN ODER CHEMISCHEN MODIFIKATION DER DIE AKTIVE ABSORBERSCHICHT ANGRENZENDEN LAGEN HERRUHRT.

Der Anspruch umfaßt daher alle Verfahren, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Verfahren. liefert. Im vorliegenden Fall fehlt dem Patentanspruch die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt dem Patentanspruch auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihm versucht wird,das Verfahren über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht.

- 2°)- Die Recherche ergab in ihrer Anfangsphase eine sehr große Zahl neuheitsschädlicher Dokumente. Diese Zahl ist so groß, daß sich unmöglich feststellen läßt, für was in der Gesamtheit der Patentansprüche 2-4 eventuell nach zu Recht Schutz begehrt werden könnte (Art. 6 PCT). Aus diesen Gründen erscheint eine sinnvolle Recherche über den gesamten Bereich der Patentansprüche unmöglich. Die Recherche wurde daher beschränkt auf ein Verfahren, wobei als lichtaktiver Polymerfilm Seitenkettenpolymere des Anspruchs 6 verwendet werden.
- 3°) Der geltende Patentanspruch 5 ist auf ein Verfahren, das (u.a.) mittels folgendes Parameter definiert wird, zu beziehen:
- P1: Massendicht der Abdeckschicht

•

Die Verwendung dieses Parameter Muß im gegebenen Zusammenhang als Mangel an Klarheit im Sinne von Art. 6 PCT erscheinen. Es ist unmöglich, den vom Anmelder gewählten Parameter mit dem zu vergleichen, was der Stand der Technik hierzu offenbart. Der Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle vollständige Recherche unmöglich macht. Daher wurde die Recherche beschränkt auf die Abdeckschicht, wie sie in der Beschreibung auf Seite 40, Zeile 11-23 und Beispiel 5 erwähnt sind.

Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich die Teile betreffend die Verfahren der Patentansprüche 6-18, die Produkte der Patentansprüche 19-24, die Verwendung des Anspruch 25 und die Speichermedien des Anspruchs 26

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 = EP-A-823442

D2 = WO-A-9744365

D3 = WO-A-9303073

D4 = DE-A-4339862

D5 = US-A-5079758

2. D1-D4 beschreiben dieselbe Seitengruppepolymere (und Monomere) wie in Ansprüche 6 und 19-23 der Anmeldung zur optischen Speicherung, vgl. Ansprüche.

3. Die abhängigen Ansprüche 7-18 und 24-26 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Ansprüche 7 und 24-26, vgl. Absatz 2.

Ansprüche 8-13, 15 und 18: vgl. D4, Beispiele 23 und 31.

Ansprüche 14, 16 und 17: vgl. D5, Spalte 4, Zeile 35 bis Spalte 5, Zeile 7, Spalte 5, Zeile 58 bis Spalte 9, Zeile 4.

Zu Punkt VI

Bestimmte angeführte Unterlagen

D6 = DE-A-19914325 (Priorität: 30.3.1999 - Veröffentlichung: 6.7.2000)

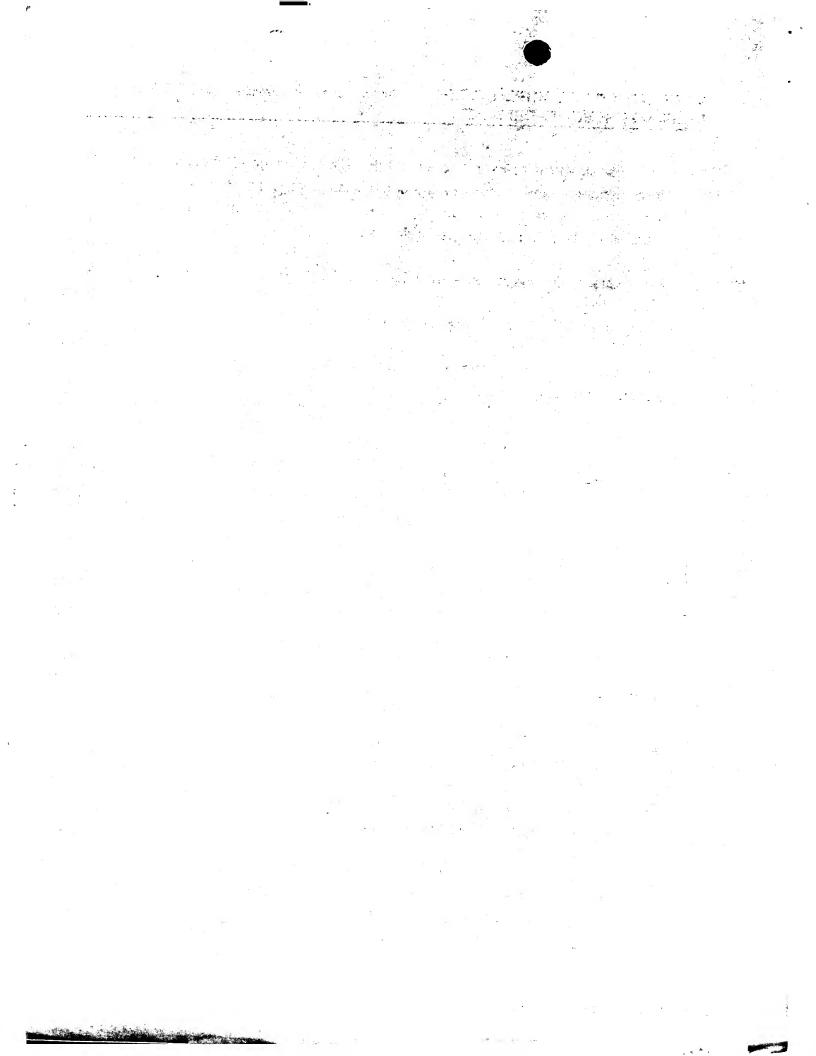
D7 = WO-A-00/54112 (Priorität: 8.3.1999 - Veröffentlichung: 14.09.2000)

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

 Aus der Beschreibung auf Seite 51, Zeile 9 bis Seite 53, Zeile 22 geht hervor, daß die Definition des Anspruchs 23 nicht vollständig ist:

Es fehlt im Anspruch 23 die richtige Definition des Polymers wie in der Beschreibung auf Seite 51, Zeile 9- 3 gegeben ist. Daher ist die Definition des Monomers nicht richtig.



Da der unabhängige Anspruch 23 diese Definition nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Definitionen enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

Der Anspruch 8 wird nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, durch die Be-2. schreibung gestützt, da sein Umfang über den durch die Beschreibung (vgl. Seite 43, Zeile 18-20) gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Gründe dafür sind die folgenden: im Anspruch 8, der Bereich der lichtaktive Schichtdicke (0,05 - 1000 μm) ist größer als der Bereich der Schichtdicke (0,05 - 100 μm) die, in der Beschreibung gegeben ist.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- In der Beschreibung und in den Ansprüche 6 und 7, keine Formeln I oder II die 1. Gruppe Q², S² und T² enthält.
- In der Beschreibung, auf Seite 39, Zeile 23, die Zitation "DE-A-276297" nicht 2. richtig ist.

•

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

•		
· oth	PATENT COOPERATION TRE	ATY
canslation internation	PCT	
ans internati	ONAL PRELIMINARY EXAMIN	ATION REPORT
4 N	(PCT Article 36 and Rule 70)	
<u> </u>	,	
Applicant's or agent's file reference LEA33071-WO		cation of Transmittal of Internationa Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/EP00/09269	19 September 2000 (19.09.00)	01 October 1999 (01.10.99)
International Patent Classification (IPC) or n G11B 7/24	ational classification and IPC	
Applicant	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	•
	DATE CARTIE COLORDED COLORIA I	
This international preliminary example.	mination report has been prepared by this	International Preliminary Examining
Authority and is transmitted to the a		, ,
2. This REPORT consists of a total of	8 sheets, including this cover s	sheet.
	nied by ANNEXES, i.e., sheets of the descript	
—— been amended and are the ba	asis for this report and/or sheets containing re 607 of the Administrative Instructions under	
These annexes consist of a t	otal of sheets.	
This report contains indications relat	ting to the following items:	
Basis of the report		
II Priority		
🗀	of opinion with regard to novelty, inventive s	step and industrial applicability
IV Lack of unity of in	vention	
Reasoned statemen	at under Article 35(2) with regard to novelty, in nations supporting such statement	inventive step or industrial applicability;
·	0	
VI Contain defeats in A	he international application	
	ns on the international application	
VIII Z		
Date of submission of the demand	Date of completion o	of this report
11 April 2001 (11.04.	01) 28 De	cember 2001 (28.12.2001)
Name and a self-self-self-self-self-self-self-self-		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No	·

The property of

- + ph)

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/09269

I. Basis of the	e report		
1. This report under Article	has been drawn of the 14 are referred to	on the basis of (Replacement sheet in this report as "originally filed"	ts which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
\boxtimes	the international	application as originally filed.	
	the description,	pages1-65	_, as originally filed,
		pages	_, filed with the demand,
•		pages	_, filed with the letter of,
		pages	_, filed with the letter of
	the claims,	Nos. 1-26	_ , as originally filed,
		Nos	, as amended under Article 19,
		Nos	
			_ , filed with the letter of ,
		Nos	_ , filed with the letter of
	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,
		sheets/fig	_ , filed with the demand,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The amend	ments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos	
	the drawings,	sheets/fig	
			nendments had not been made, since they have been considered e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additional	observations, if n	ecessary:	
i			
		•	

•

		•		**************************************	
				33.000	g gama and
		ye.	en e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			راه این		· ·
			الله الله الله الله الله الله الله الله		·
			*		
		× 200	e distribution of the second o		
(2.°)			, and the second		
:			· .		* *
i s					l l
				* * *	
•					
÷ .	. *			· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•
: :- :-	e de				
				*	
				· • • • • •	
	et e				
300000					

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP 00/09269

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III

1°) - The current patent Claim 1 relates to a method that is characterised by a desirable property or special feature, specifically a method for optically writing optically readable digital information to a storage medium WITHOUT LARGE PARTS OF THE DETECTED SIGNAL RESULTING FROM MATERIAL REMOVAL AND/OR PHYSICAL OR CHEMICAL MODIFICATION OF THE LAYERS ADJACENT TO THE ACTIVE ABSORBER LAYER.

The claim therefore encompasses all methods having this property or special feature, whereas the description in the patent application only supports a limited number of such methods within the meaning of PCT Article 5. In the present case, the patent claim lacks the required support (or the patent application lacks the necessary disclosure) to such an extent that it appears impossible to perform a meaningful search in respect of the entire scope of protection sought. Irrespective of this, the patent claim also lacks the clarity required by PCT Article 6 because it attempts to define the method by means of the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it prohibits a meaningful search in respect of the entire scope of protection sought.

2°)- The initial phase of the search produced a great number of documents which are prejudicial to novelty. This number is so great that it is impossible to determine in all of patent Claims 2-4 that for which protection could justifiably be sought (PCT Article 6). For these reasons, it appears impossible to perform a

International application No. PCT/EP 00/09269

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III

meaningful search of the entire scope of the patent claims. The search was therefore limited to a method in which side-chain polymers as per Claim 6 are used as a light-active polymer film.

3°)- The current patent Claim 5 relates to a method which is defined by means of the following parameter (inter alia):

P1: Mass density of the covering layer.

Use of this parameter in the specified context must be seen as a lack of clarity within the meaning of PCT Article 6. It is impossible to compare the parameter chosen by the applicant with that disclosed by the relevant prior art. This lack of clarity is such that a meaningful complete search is impossible. The search was therefore limited to the covering layer as mentioned in the description on page 40, lines 11-23 and Example 5.

The search therefore addressed those parts of the patent claims that are clear, supported or disclosed within the meaning of the aforementioned PCT Article 6, i.e. those parts relating to the method as per patent Claims 6-18, the products as per patent Claims 19-24, the use as per Claim 25 and the storage medium as per Claim 26.

To Sealth 2

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/09269

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1. Statement			
Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	6-26	NO NO
Inventive step (IS)	Claims _		YES
	Claims	6-26	NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims _	6-26	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. This report makes reference to the following documents:

D1: EP-A-0 823 442

D2: WO-A-97/44365

D3: WO-A-93/03073

D4: DE-A-43 39 862

D5: US-A-5 079 758.

- 2. D1-D4 describe the same side-group polymers (and monomers) as described in Claims 6 and 19-23 of the application for optical storage (cf. claims).
- 3. Dependent Claims 7-18 and 24-26 contain no features which, combined with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty and inventive step. The reasons are as follows:

Claims 7 and 24-26: cf. paragraph 2;

Claims 8-13, 15 and 18: cf. D4, Examples 23 and 31;

Claims 14, 16 and 17: cf. D5, column 4, line 35 to

- 1920年 **年刊の映**の 991 年刊の100 (1921年) (1931年) (

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/09269

	column 5,	, line	7;	column	5,	line	58	to	column	9,
	line 4.									
<u> </u>										
1										
										:
1										
									•	

Trake Grand Company of the Section o }.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

It is evident from the description on page 51, line
 p to page 53, line 22 that the definition of Claim
 is not complete:

Claim 23 lacks the correct definition of the polymer as specified in the description on page 51, lines 9-23. The definition of the monomer is therefore incorrect.

Because it does not contain this definition, independent Claim 23 does not meet the requirement of PCT Article 6 in conjunction with PCT Rule 6.3(b), according to which each independent claim must also contain all the technical definitions that are necessary for the definition of the invention.

2. Contrary to PCT Article 6, Claim 8 is not supported by the description because its scope extends beyond that which is justified by the description (cf. page 43, lines 18-20). The reasons are as follows: in Claim 8, the range of the light-active layer thickness $(0.05 - 1000 \ \mu\text{m})$ is larger than the range of the layer thickness specified in the description $(0.05 - 100 \ \mu\text{m})$.

		,
	•	
		•
		•
		•
	•	
7.		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/09269

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 1. In the description and in Claims 6 and 7, neither formula (I) nor formula (II) contains the groups Q^2 , S^2 and T^2 .
- 2. In the description, page 39, line 23, the citation "DE-A 276 297" is incorrect.

- ----

•

) .

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilur Recherchenbe	siehe Mitteilung über die Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts (Formbiatt PCT/ISA/220) sowie, soweit					
LEA33071-WO	VORGEHEN zutreffend, na	chstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
PCT/EP 00/09269	19/09/2000	01/10/1999					
Anmelder							
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	•						
		ehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß					
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	ernationalen Buro ubermitteit.						
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insoesamt 03 Blä	tter.					
		enannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.					
		·					
1. Grundlage des Berichts		de laterationales Associations in des Correba					
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche aut der Grundlage Jereicht wurde, sofern unter diesem Pun	e der internationalen Anmeldung in der Sprache kt nichts anderes angegeben ist.					
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e Ist auf der Grundlage einer bei der Be	hörde eingereichten Übersetzung der internationalen					
		nd/oder Aminosäuresequenz ist die Internationale					
Recherche auf der Grundlage des S	Sequenzprotokolls durchgeführt worden,						
<u></u>	Idung in Schriflicher Form enthalten ist. Onaien Anmeidung in computertesbarer	Form eingeralcht worden let					
	h in schriftlicher Form eingereicht worde						
	h In computerlesbarer Form eingereicht						
Die Erklärung, daß das nac		nzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der					
	· ·	onen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,					
wurde vorgelegt.							
2. Bestimmte Ansprüche hal	oen sich als nicht recherchierbar erw	iesen (siehe Feld I).					
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).						
	_	,					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin							
l 🗏	ereichte Wortlaut genehmigt. Behörde wie folgt festgesetzt:						
Wilde del Wolfdart voll del	bellorde wie loigt lesigesetzt.						
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	porolohto Wortlaut gonobmigt						
wurde der Wortlaut nach Re	innerhalb eines M nats nach d m Dati	n Fassung von der Behörde festgesetzt. Der um der Absendung di ses Int mational n					
	st mit der Zusamm nfassung zu v röffe	ntlichen: Abb. Nr					
wie vom Anmelder vorgesch		X keine der Abb.					
weil der Anmeider selbst ke	ine Abbildung vorg schlag n hat.	-					
weil diese Abbildung di Eri	indung besser kennzeichn t.						

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			79		
*			2		
			a Taf	ř.	

, s. s.					
	and the second s	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		The second s The second secon	A Comment
					*,
				*	
8		* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		e de la companya de l	
					-
				**.	
3,1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	*			v · · ·	
		- 4			
		· 20 pm			÷
				·	ş -
		4			
			х.	**************************************	
	** * 0		*		
			. *		
			. *		
			4 8		
	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•				00
	•				00
	•				00
					00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					00

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen P 00/09269

a. klassifizierung des anmeldungs enstan IPK 7 G11B7/24 C08F246/00 ENSTANDES

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G11B C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie°	Downightung der Veräffentlichung und bei der der	T
Kalegorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 823 442 A (BAYER AG) 11. Februar 1998 (1998-02-11) Seite 2, Zeile 3 -Seite 4, Zeile 6; Ansprüche Seite 14, Zeile 52 -Seite 17, Zeile 39 Seite 19, Zeile 45 Seite 20, Zeile 28 - Zeile 31	6-26
X	WO 97 44365 A (VEDDER HANS JOACHIM; BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); CLAUSSEN U) 27. November 1997 (1997-11-27) Seite 5, Zeile 17 - Zeile 19; Beispiel 1 Seite 26, Zeile 1 - Zeile 4; Beispiele 33-36	6-26
X	EP 0 669 548 A (FUJI XEROX CO LTD) 30. August 1995 (1995-08-30) Seite 9, Zeile 3 - Zeile 45; Beispiel 1	6-26

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 30. November 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 14/12/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Philosoph, L

1	The state of the s			A SAME TO SAME		
4.		en de Marie de la Companio de la Co La Companio de la Companio de			The second second	في ا
				**		
ć						24
		4 p		10.00		
						1,000
						•
			And the second second		× * *	
	S 24					
	9 4 □			All and the second of the seco		S. F.
	18-1 18-1	and the state of t	man to a second			3 80 8
	The second secon					
	8 a ****	The second secon			4	
				* *	8	

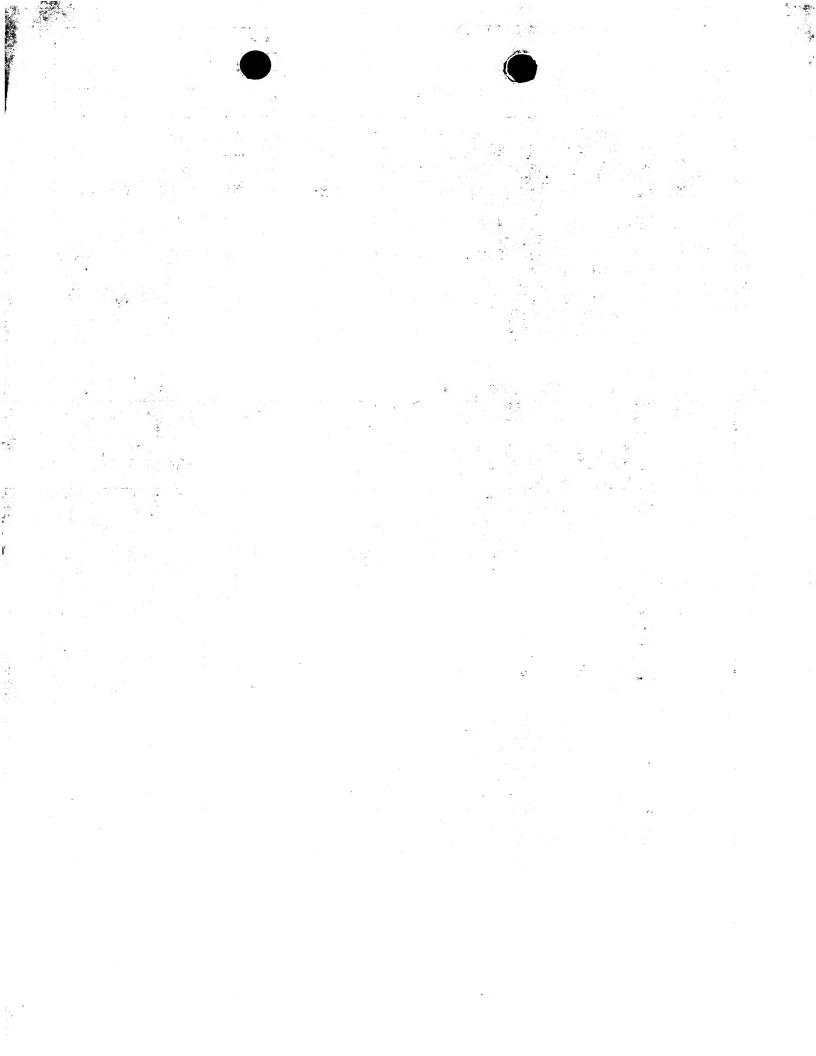
	*			1		
			M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, g	en ye. Çwan Viji v	**
			32			
						*
					en e	
						5. _{1.} 2. 3
					-129	
	* *					
	·	• 10		موابي		* '
			i ·			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
100	Park to			.138		* * * * *
7	:					
		*		*		
	i in the second					
	i				•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					. '
			. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		50. The second of the second o	
	1.4				,	شيخ
					•	•
					**	
				r-		
4.						•
ý			6		en e ⁿ en	<i>y</i> .
					9 · ·	
					Action to	

					4	
:						
1						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
Parit P 00/09269

C (Eartests	ung) ALS WESENTLICH ANGES. SE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 93 03073 A (UNIV KINGSTON) 18. Februar 1993 (1993-02-18) Seite 17, letzter Absatz; Anspruch 1 Seite 10, letzter Absatz -Seite 11, Zeile 13	6-26
X	DE 43 39 862 A (AGFA GEVAERT AG) 6. Oktober 1994 (1994-10-06) Seite 4, Zeile 47 -Seite 5, Zeile 17; Ansprüche 1,14	6-26
Υ	US 5 079 758 A (CLARK BRYAN K) 7. Januar 1992 (1992-01-07) Seite 4, Zeile 35 -Seite 5, Zeile 7 Spalte 5, Zeile 58 -Spalte 9, Zeile 4	8,14,16, 17
Y	DATABASE WPI Section Ch, Week 199327 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 1993-216316 XP002154185 & JP 05 139042 A (NIPPON PAINT CO LTD), 8. Juni 1993 (1993-06-08) Zusammenfassung	8,14,16, 17
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 278 (P-242), 10. Dezember 1983 (1983-12-10) & JP 58 155543 A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK), 16. September 1983 (1983-09-16) Zusammenfassung	12,18
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 406 (P-777), 27. Oktober 1988 (1988-10-27) & JP 63 142546 A (HITACHI LTD), 14. Juni 1988 (1988-06-14) Zusammenfassung	
P,X, L	DE 199 14 325 C (BAYER AG) 6. Juli 2000 (2000-07-06) Seite 3, Zeile 49 -Seite 6, Zeile 36; Ansprüche; Beispiel 3	6-26
P,X, L	WO 00 54112 A (EICKMANS JOHANNES ; BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); HAGEN RAINER) 14. September 2000 (2000-09-14) Seite 16, Zeile 16 -Seite 9, Zeile 4	19–23



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

	information on patent family members				international Application No		
						P	00/09269
	Patent docum ted in search r		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
Ε	P 0823442	Α	11-02-1998	DE	1963186	54 A	12-02-1998
				JP	100773		24-03-1998
				ÜS	604629		04-04-2000
_							04-04-2000
W	0 9744365	Α	27-11-1997	DE	1962058	38 A	27-11-1997
				DE	1970313	32 A	30-07-1998
				DE	1970637	79 A	05-11-1998
				AU	289849	7 A	09-12-1997
				CN	122625	8 A	18-08-1999
				EP	090023	9 A	10-03-1999
				ΕP	085652		05-08-1998
				JP	1021232		11-08-1998
_							
E	0669548	Α	30-08-1995	JP	288706		26-04-1999
				JP	726113		13-10-1995
				JP	288706		26-04-1999
				JP	723439		05-09-1995
				JP	288706		26-04-1999
				JP	726113		13-10-1995
				JP	288707		26-04-1999
				JP	726113	9 A	13-10-1995
				UŞ	567008	3 A	23-09-1997
				JP	290403	4 B	14-06-1999
				JP	817173	9 A	02-07-1996
WO	9303073	Α	18-02-1993	US	517338	—————— 1 А	22-12-1992
				CA	211610		18-02-1993
DF	4339862	 А	06-10-1994				
_	1003002	n	00-10-1994	EP	0622789		02-11-1994
				JP	6322040		22-11-1994
				US	5543267	/ A	06-08-1996
US	5079758	Α	07-01-1992	AU	5744190) A	18-12-1990
				AU	6603790		28-04-1991
				CN	1052002		05-06-1991
				EP	0473695		11-03-1992
				JP	4505826		08-10-1992
				JP	5501024		25-02-1993
				WO	9014657		29-11-1990
				WO	9105344		18-04-1991
JP	5139042	Α	08-06-1993	NONE			
 JP	58155543	A	 16-09-1983		1640116		40.00
٠.	-0100070	^	10-02-1303	JP	1640116		18-02-1992
				JP 	3001731		11-01-1991
JP 	63142546	Α	14-06-1988	NONE			
)E	19914325	С	06-07-2000	WO	0060586	Α	12-10-2000
10	0054112	A	14-09-2000	DE	19910247	A	28-09-2000

7	সেব লক্ষ্					ij
				ae_		e i
	1				× =	·

						. ર્ય
				*		
			17			
						· ·
						-
				-	14	
		· ·				
			ė .	*		
		* * - 4		***	(1) d	
-					r ma	
		*				
		: 0		8		1
		1			ar-	
		1		* 00		
	***	100				
					V	
	(i)					
			: 		~ ~	
	•					
					a 4 4 4	
ř.						

(12) NACH DEM VERTRAG ÖBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. April 2001 (12.04.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/26105 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: C08F 246/00
- G11B 7/24,
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/09269

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. September 2000 (19.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 199 47 579.2 1. Oktober 1999 (01.10.1999) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BERNETH, Horst [DE/DE]; Erfurter Strasse 1, 51373 Leverkusen (DE). BIERINGER, Thomas [DE/DE]; Am Pützchen 25, 51519 Odenthal (DE). EICKMANS, Johannes [NL/DE]; Robert-Koch-Strasse 3, 42781 Haan (DE). JACOBSEN, Wolfgang [DE/DE]; Bergisch Gladbacher Strasse 1246, 51069 Köln (DE). KOSTROMINE, Serguei [RU/DE]; Katharinenstrasse 28, 53913 Swisttal (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR DIGITALLY AND OPTICALLY STORING DATA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR DIGITALEN OPTISCHEN DATENSPEICHERUNG

(57) Abstract: The present invention relates to a method for optically writing digital information into a flat, extended storage medium, whereby said information can also be optically read out afterwards.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum optischen Einschreiben danach auch wieder optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium.

LEA 330M PCT



, <u>.</u> .

er era gara na ria bis

F 44

10

15

20

25

30

Verfahren zur digitalen ptischen Datenspeicherung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum optischen Einschreiben danach auch wieder optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium.

Es ist bereits bekannt und wird kommerziell intensiv genutzt, digitale Daten in Form von lokalen Veränderungen der Oberflächentopographie, sogenannten pits, auf Kunststoffscheiben abzulegen, um sie danach mit Hilfe eines optischen Meßsystems wieder auszulesen (EP-A 25253). Dieses Konzept bildet die Basis der heute marktbeherrschenden Technik zur Reproduktion von Audioaufzeichnungen (Audio-CD) und von Computersoftware (CD-ROM). Das Einschreiben der Information ist jedoch nicht optisch möglich. Vielmehr wird in einem aufwendigen mehrstufigen Prozeß eine Form hergestellt, die bei einem Spritzguß-Prägeprozeß die Dateninformation auf jede einzelne CD überträgt. Daher ist diese Technik nur in der Massenproduktion wirtschaftlich nutzbar.

Es ist ebenfalls bekannt, digitale Daten in Form lokaler Unterschiede des Absorptionsvermögens für sichtbares Licht in Kunststoffscheiben in der Weise abzulegen, dass sie danach mit Hilfe eines optischen Meßsystems wieder ausgelesen werden können. Dieses Meßsystem ist weitgehend ähnlich zu oder gar identisch mit dem Meßsystem zum Auslesen der oben genannten spritzgrußgeprägten Audio-CDs oder CD-ROMs. In diesem Fall besitzt die Kunststoffscheibe eine Beschichtung mit einem Farbstoff, der mit Licht geeigneter Wellenlänge in seinem Absorptionsverhalten so stark verändert werden kann, dass diese Veränderung anschließend mit Licht einer im allgemeinen geringeren Intensität abgetastet werden kann, ohne dass dabei die bisher nicht veränderten Bereiche nun ebenfalls in ihrem Absorptionsverhalten verändert werden (Y.J. Huh et al. Jpn. J. Appl. Phys. Vol 36 (1997), p. 7233 - 7238). Eine gängige CD-R ist aus mehreren Schichten aufgebaut. In das Trägermaterial aus i.a. Polycarbonat sind Trackingspuren (Pregrooves) eingeprägt, darüber

10

15

25

30

befindet sich eine dünne Farbstoffschicht, gefolgt von einer aus i.a. Gold bestehenden Reflexionsschicht, die von einem Decklack geschützt wird.

Im Prinzip sind für das veränderte Absorptionsverhalten der CD-R verschiedene lichtinduzierte Prozesse verantwortlich: Der Schreiblaser wird durch das Substrat hindurch auf den Farbstoff fokussiert. Der das Licht absorbierende Farbstoff dient primär als Absorptionsquelle für die einfallenden Lichtquanten und ist in seinem Absorptionsverhalten auf die verwendeten Laserquellen optimiert. Durch die Absorption erwärmt sich der Farbstoff; er schmilzt und modifiziert dadurch seine Umgebung: In den Interfaces zwischen Farbstoff und dem Polycarbonatsubstrat und zwischen Farbstoff und Gold entstehen Blasen und andere Deformationen die für den Leselaser als Pit-ähnliche Strukturen detektiert werden.

Zum eigentlichen Signal kommen auch noch Beiträge von der Änderung des Farbstoffes an sich hinzu. Dieser ändert seine optischen Parameter durch i.a. Zersetzung, was sich auf das gelesene Signal auswirkt. Zur Zeit werden im wesentlichen drei Typen von Aufzeichnungsschichten eingesetzt:

- Metall stabilisierte Cyanin-Farbstoffe (grün)
- 20 Phthalocyanin-Farbstoffe (golden braun)
 - Azofarbstoffe (blau)

In all den genannten Fällen dient der Farbstoff lediglich als Wärmequelle, die Pitähnliche Deformation wird nicht im Farbstoffsystem selber erzeugt, sondern primär durch eine Modifikation der benachbarten Grenzschichten, hervorgerufen durch die Änderungen des Farbstoffes bei Lichtabsorption.

Derartige Speichermedien lassen sich nur einmal einschreiben, aber beliebig oft auslesen (write once read many: WORM Disk), weil die Intensität des Lasers zum Lesen derart reduziert wird, dass die im Farbstoff deponierte Energie nicht ausreicht, die genannten Deformationen zu induzieren. CD-R's haben zwei große Nachteile: Zum

10

15

20

einen bestimmten die Kosten der Reflexionsschicht aus Gold entscheidend die Herstellungskosten. Goldschichten sind notwendig, um den in den CD-Spezifikationen geforderten Reflexionswerten zu genügen. Ferner verfügen Goldschichten über die benötigte chemische Inertheit (Oxidationsbeständigkeit). Der andere Nachteil liegt in der bereits im Grundsatz begrenzten Lagerstabilität. Die derzeit kommerziell verfügbaren Systeme sind stark lichtempfindlich, bei Tageslichtlagerung können sie bereits nach einigen Stunden nicht mehr beschrieben werden.

Aufgabe war es daher ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, dass obige Nachteile reduziert bzw. ausräumt.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass man bei geeigneter Materialauswahl für das flächige Speichermedium Daten in Form von lokalen Veränderungen der Oberflächentopographie des Farbstoffes an sich mit Hilfe eines optischen Schreibsystems auf dieses Speichermedium einschreiben und danach optisch auslesen kann. Hierbei spielen die Vorgänge an den benachbarten Grenzflächen keine wesentliche Rolle, die Oberflächentopographie wird einzig durch Modifikationen im Farbstoffsystem bewirkt. Die Oberflächenmodifikation ist derart stark ausgeprägt, dass bei geeignet optimierter Ausleseoptik, z.B. in Form eines konfokalen Aufbaus, auch ohne zusätzliche Reflexionsschicht Signalverhältnisse zwischen der Messung auf einer oberflächenmodifizierten und einer nichtmodifizierten Stelle erreicht werden, die die an konventionellen CD-R's gemessenen Signalverhältnisse deutlich übertreffen. Somit könnten die neuen beschreibbaren Medien ohne zusätzliche Reflexionsschicht verwendet werden.

25

Sofern allerdings die in den Vorschriften (Books) der konventionellen Audio-CD's und CD-R genannten hohen Werte für die Absolutreflexion der CD eingestellt werden müssen, ist auch bei den erfindungsgemäßen Speichermedien eine zusätzliche Reflexionsschicht erforderlich.

10

. 15

20

25

30

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht das Einschreiben digitaler Informationen z.B. auf CD-R-ähnliche Kunststoffscheiben mit ähnlichen Schreibgeschwindigkeiten und Speicherdichten wie bei der CD-R, aber mit dem Vorteil der gesicherten Langzeitstabilität, da die Lesbarkeit der eingeschriebenen Information nur durch eine äußere Beschädigung der Speicherplatte beeinträchtigt werden kann. Eine Veränderung der eingeschriebenen Strukturierung in der Oberflächentopographie ist nur durch Erwärmen dieser Schicht bis in die Nähe ihrer Glastemperatur möglich. Durch die Polymerarchitektur liegt die Glastemperatur deutlich über 100°C, vorzugsweise über 150°C, so dass durch sachgemäße Lagerung der Speicherplatte ein thermisches Löschen vermieden werden kann.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der gegenüber den bisher kommerziell genutzten Verfahren deutlich verbesserte Signalhub beim optischen Auslesen der Information. Wie bereits weiter oben beschrieben, ist der Signalhub so groß, dass beispielsweise der Verwendung eines konfokalem Ausleseverfahrens auf eine zusätzliche Reflexionsschicht verzichtet werden kann.

Die Erfindung beschreibt dementsprechend ein Speicherverfahren, bei dem ein Speichermedium, bestehend aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht durch einen fokussierten Laserstrahl, der beispielsweise im Dauerstrich-, oder Pulsbetrieb scannend über die Probenoberfläche geführt werden kann und der je nach Schichtaufbau bei Mehrfachschichten auf die jeweilige Funktionsschicht fokussiert werden kann, zur Speicherung von digitaler binärer, oder nichtbinärer Information unterzogen werden kann. Alternativ kann auf das Scannen des Lasers verzichtet werden, falls auf eine andere Weise für eine Relativbewegung zwischen Medium und Laserspot, beispielsweise durch ein Rotieren des Mediums, gesorgt wird.

Gegenstand der Anmeldung ist daher ein Verfahren zum optischen Einschreiben optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium, dadurch gekennzeichnet, dass durch den optischen Einschreibprozeß die Ober-

flächentopographie des Speichermediums für den optischen Ausleseprozeß geeignet und ausreichend modifiziert wird und zwar ohne dass wesentliche Anteile des detektierten Signales von einer Abtragung und/oder einer physikalischen oder chemischen Modifikation der die aktive Absorberschicht angrenzenden Lagen herruht.

5

10

15

Als Speichermedium ist jedes ein- oder mehrschichtige Material geeignet, das unter geeigneter lokaler Bestrahlung mit Licht seine Oberflächentopographie im Bereich dieser Bestrahlung so stark ändert, dass dieser Bereich durch geeignete optische Abbildungstechniken, z.B. mit Hilfe eines konfokalen Laserscanningmikroskops im Remissionskontrastverfahren, eindeutig identifiziert werden kann. Bevorzugt seien als Speichermedium mehrschichtige Platten genannt mit einer mechanisch ausreichend stabilen Unterlage, einem Polymerfilm als lichtaktiver Schicht und einer Abdeckschicht, die den Polymerfilm während der Anwendung vor mechanischer Beschädigung schützt. Die Einschreibung kann sowohl durch die Abdeckschicht als auch durch die Grundplatte hindurch erfolgen. Bevorzugt sei die Einschreibung durch die Deckschicht genannt. Die Schicht (Deckschicht, Grundplatte), durch die eingeschrieben wird, muß für die Wellenlänge des einschreibenden Lichtes ausreichend transparent sein. Im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 820 nm ist ein Transmissionsgrad größer als 30 %, bevorzugt ein solcher größer als 80 % und besonders bevorzugt größer als 85 %, zu erreichen. Im Wellenlängenbereich zwischen 380 nm und 400 nm ist ein Transmissionsgrad größer als 30 %, bevorzugt ein solcher größer als 50 % und besonders bevorzugt größer als 75 % zu erreichen.

20

25

30

Im Falle des Wegfalls der Reflexionsschicht ist ebenfalls ein mehrlagiges Speichermedium realisierbar. Die eigentlichen Speicherschichten werden in diesem Fall durch
nicht lichtaktive Schichten voneinander getrennt. Wird zum Auslesen der Information eine Reflexionsschicht benötigt, so muß deren Absorption derart gewählt werden, dass im Falle eines mehrlagigen Speichermediums (Speichermedium mit mehreren beschreibbaren Speicherschichten) bei Laserbestrahlung die Intensität bei den
entsprechenden Schichten noch ausreicht, um die gewünschten Modifikationen hervorzurufen.

25

30

Als Material für den lichtaktiven Polymerfilm seien bevorzugt Polymere genannt, die an einer als Rückgrat wirkenden Hauptkette Seitenketten unterschiedlicher Art tragen, von denen mindestens eine Art elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, also bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 380$ nm und $\lambda = 820$ nm, besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 780$ nm und ganz besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 660$ nm absorbieren können.

- Bei dem im erfindungsgemäßen Verfahren verwendetem Aufzeichnungsmaterial handelt es sich bevorzugt um polymeres oder oligomeres organisches, amorphes Material, besonders bevorzugt um ein Seitenkettenpolymer, ebenfalls besonders bevorzugt um ein Blockcopolymer und/oder ein Propfpolymer.
- Die Hauptketten des Seitenkettenpolymeren entstammen den folgenden Grundstrukturen: Polyacrylat, Polymethacrylat, Polysiloxan, Polyharnstoff, Polyurethan, Polyester, Polyamid oder Zellulose. Bevorzugt sind Polyacrylat und Polymethacrylat.
- Alle in der vorliegenden Anmeldung beschriebenen Seitenkettenpolymere und entsprechende Monomere sind ebenfalls Gegenstand der Anmeldung.

Die Blockcopolymeren bestehen aus mehreren Blöcken, von denen mindestens eine Sorte die weiter oben beschriebenen Copolymersysteme enthält. Die anderen Blöcke bestehen aus unfunktionalisierten Polymergerüsten, die die Aufgabe der Verdünnung des funktionellen Blockes zur Einstellung der geforderten optischen Dichte erfüllen. Die Ausdehnung des funktionellen Blocks liegt unterhalb der Lichtwellenlänge, bevorzugt im Bereich von kleiner 200 nm, besonders bevorzugt kleiner als 100 nm.

Die Polymerisation der Blockcopolymere geschieht beispielsweise über radikalische oder anionische Polymerisation oder über andere geeignete Polymerisationsverfahren, eventuell gefolgt von einer polymeranalogen Reaktion oder durch Kombination

dieser Methoden. Die Einheitlichkeit der Systeme liegt in einem Bereich kleiner als 2.0, bevorzugt kleiner als 1.5. Das Molekulargewicht der durch radikalische Polymerisation erhaltenen Blockcopolymere erreicht Werte im Bereich von 50.000, durch anionische Polymerisation können Werte größer als 100.000 eingestellt werden.

5

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Farbstoffe, insbesondere die Azofarbstoffe sind an diese Polymergerüste als Seitenketten über einen S-T-Q-Spacer kovalent gebunden,

$$-S^{1}-T^{1}-Q^{1}-X^{1'}-Ar^{1}-\left(X^{2'}-Ar^{2}\right)_{y}-\left(X^{3'}-Ar^{3}\right)_{z}-X^{4} \tag{I}$$

mit
$$-Ar^{1}$$
 = R^{11} R^{12} (III) oder (IV) oder (V)

mit -Ar²- =
$$R^{15}$$
 R^{16} (VI) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{12}

mit
$$-Ar^3$$
 = R^{10} R^{20} (VII) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12}

wobei

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und

- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
- 5 A für O, S oder N-C₁- bis C₄-Alkyl steht,
 - Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)_p, -(C=O)-, (O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -(C=NR⁸)-, (CNR⁸-NR⁵)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

-N N-

stehen,

10

20

25

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-,
 -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,
 - S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
 - p für eine ganze Zahl von 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
 - R⁹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl oder C₆- bis C₁₀-Aryl-O-(C=O) steht,
 - R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen nichtionischen Substituenten stehen,

10

15

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)-, -(SO₂-O)-, -(SO₂-NR⁵)-, oder -(CNR⁸-NR⁵)- stehen und

 $X^{2'}$ und $X^{3'}$ zusätzlich für -(C=NR⁸)-, -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2'}$ oder $X^{3'}$ für -N=N- steht,

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Unter nichtionischen Substituenten sind zu verstehen Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-O-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- oder ein Rest der Formel

$$R^{19}$$
 R^{20} X^4 (VIII)

15

20

25

Die Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- und Arylreste können ihrerseits durch bis zu 3 der oben definierten nichtionischen Substituenten substituiert sein und die Alkyl- und Alkenylreste können geradkettig oder verzweigt sein.

Unter Halogen ist Fluor, Chlor, Brom und Iod zu verstehen, insbesondere Fluor und Chlor.

Das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten polymere oder oligomere organische, amorphe Material kann neben den Farbstoffen, beispielsweise der Formel (I), formanisotrope Gruppierungen tragen. Auch diese sind, in der Regel über einen Spacer, an die Polymergerüste kovalent gebunden.

Formanisotrope Gruppierungen werden durch die Struktur der Formel (II)

$$-S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (II)

beschrieben, wobei die obigen Substituentendefinition (Formel I) auch für Formel II gültig sind, mit der Ausnahme, dass keine der Gruppen X²' oder X³' –N=N- annehmen darf und R¹¹ bis R²² nicht für einen Rest der Formel (VIII) stehen dürfen.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymeren können gleiche oder verschiedene Seitengruppen der Formel (I) tragen, wobei die Reste bei mehreren verschiedenen Seitengruppen verschieden sind, sowie keine, gleiche oder verschiedene Seitengruppen der Formel (II) tragen, wobei die Reste bei mehreren verschiedenen Seitengruppen verschieden sind.

Besonders bevorzugt sind Polymere, die sowohl Seitengruppen der Formel I als auch II tragen.

Monomere mit Farbstoffgruppen (I) bzw. Monomere mit formanisotropen Gruppen (II) haben bevorzugt die Formeln (Ia) bzw. (IIa):.

$$= \sum_{R^{1}}^{O} S^{1} T^{1} Q^{1} X^{1} Ar^{1} (X^{2} Ar^{2})_{y} (X^{3} Ar^{3})_{z} X^{4}$$
 (Ia)

5

$$= X^{1} - X^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (IIa)

worin R1 für Wasserstoff oder Methyl steht und

die anderen Reste die oben für Farbstoffgruppen bzw. formanisotrope Gruppen aufgeführten Bedeutungen besitzen.

Bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere, die Farbstoffseitengruppen der Formel (I) enthalten, eingesetzt, wobei

15

- Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,
- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
- 20 Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,
 - y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und

X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,

A für O oder S steht,

5

Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

-n(_)n-

10 stehen,

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹-stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
 - R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,

25

30

15

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-O-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁-

bis C_{20} -Alkyl-NH-(C=O)-, C_{6} - bis C_{10} -Aryl-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

stehen,

$$R^{19}$$
 R^{20} X^4 R^{21} R^{22} (VIII)

5

- X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X^e-R⁴,
- $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen und
 - $X^{2'}$ und $X^{3'}$ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2'}$ oder $X^{3'}$ für -N=N- steht,
- 15 R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
- R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Ebenfalls bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere eingesetzt, die neben Farbstoffseitengruppen der Formel (I) formanisotrope Seitengruppen der Formel (II) enthalten,

worin

25

Ar für einen Rest der Formel (III) steht,

- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
- Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und
- 10 X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

30 stehen,

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch - O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,

- R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- 5 R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-O-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- stehen,
 - X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,
- 15 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen,
 - R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
 - R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.
 - Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäße Polymere, die Farbstoffseitengruppen der Formel (I) enthalten,

worin

20

- Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht, wobei die beiden Bindungen p-ständig sind,
- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht, wobei die beiden Bindungen p- oder mständig sind,
 - Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht, wobei die beiden Bindungen bei (VII) p-ständig sind,
- 10 y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und
- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(NR⁵-CO)-, oder -O-C₆H₅-COO-

stehen,

25

30

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen,

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O- oder -NR⁹- stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff oder Methyl steht,

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy, Phenoxy, Phenyl, Acetyl-, Benzoyl-, CH₃-(SO₂)-, CH₃-(C=O)-O-, CH₃-(C=O)-NH-, CH₃-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

5

$$R^{19}$$
 R^{20} (VIII)

stehen,

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃ oder X⁴-R⁴,

10 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(CO-NR⁵)-oder -(SO₂)- stehen und

 $X^{2'}$ und $X^{3'}$ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2'}$ oder $X^{3'}$ für -N=N- steht.

15

25

R⁴, R⁵ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆-bis C₁₀-Aryl stehen und

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₄-Alkyl-(C=O, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₄-Alkyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Ebenfalls besonders bevorzugt werden im erfindungsgemäßen Verfahren Polymere eingesetzt, die neben Farbstoffseitengruppen der Formel (I) formanisotrope Seitengruppen der Formel (II) enthalten,

worin

- Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht, wobei die beiden Bindungen p-ständig sind,
- Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht, wobei die beiden Bindungen p- oder mständig sind,
 - Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht, wobei die beiden Bindungen bei (VII) p-ständig sind,
- 10 y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und
- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(NR⁵-CO)-, oder -O-C₆H₅-COO-

stehen,

25

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen,
- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O- oder -NR⁹- stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff oder Methyl steht,

R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy, Phenoxy, Phenyl, Acetyl-, Benzoyl-, CH₃-(SO₂)-, CH₃-(C=O)-O-, CH₃-(C=O)-NH- oder CH₃-NH-(C=O)- stehen,

5

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃ oder X⁴-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(CO-NR⁵)- oder -(SO₂)- stehen,

10

15

20

25

 R^4 , R^5 und R^8 unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - bis C_4 -Alkyl, oder C_6 -bis C_{10} -Aryl stehen und

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₄-Alkyl-(C=O, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₄-Alkyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)- stehen.

Entsprechend ebenfalls bevorzugt sind die Monomeren der Formeln (Ia) und (IIa), worin die Reste die bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung der Formeln (I) bzw. (II) besitzen und

R¹ für Wasserstoff und besonders bevorzugt für Methyl steht.

Im erfindungsgemäßen Verfahren besonders bevorzugt verwendete Farbstoff-tragende Monomere (Ia) sind:

Im Verfahren besonders bevorzugt verwendete formanisotrope Monomere (IIa) sind:

Im Verfahren besonders bevorzugt eingesetzte Kombinationen sind:

mit

Neben diesen funktionalen Bausteinen (Ia) und (IIa) können die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Oligo- oder Polymeren auch Bausteine enthalten, die hauptsächlich zur Erniedrigung des prozentualen Gehalts an funktionalen Bausteinen, insbesondere an Farbstoffbausteinen, dienen. Neben dieser Aufgabe können sie auch für andere Eigenschaften der Oligo- oder Polymeren verantwortlich sein, z.B. die Glasübergangstemperatur, Flüssigkristallinität, Filmbildungseigenschaft, usw.

Für Polyacrylate oder -methacrylate sind solche Monomeren Acryl- oder Methacrylsäureester der Formel (IIIa)

15

15

20

25

30

worin

- R für Wasserstoff oder Methyl steht und
- 5 R²³ für gegebenenfalls verzweigtes C₁- bis C₂₀-Alkyl oder für einen wenigstens eine weitere Acryleinheit enthaltenden Rest steht.

Im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Polyacrylate und Polymethacrylate enthalten dann vorzugsweise als wiederkehrende Einheiten solche der Formeln (Ia), vorzugsweise solche der Formeln (Ia) und (IIIa) oder der Formeln (Ia) und (IIIa) oder solche der Formeln (Ia), (IIa) und (IIIa).

Es können auch mehrere der wiederkehrenden Einheiten der Formel (Ia) und/oder der wiederkehrenden Einheiten der Formeln (IIa) und/oder (IIIa) vorhanden sein.

Das Mengenverhältnis zwischen Ia, IIa und IIIa ist beliebig. Bevorzugt beträgt die Konzentration von Ia je nach Absorptionskoeffizienten von Ia zwischen 0,1 und 100 % bezogen auf das jeweilige Gemisch. Das Verhältnis zwischen Ia und IIa beträgt zwischen 100:0 und 1:99, bevorzugt zwischen 100:0 und 30:70, ganz besonders bevorzugt zwischen 100:0 und 50:50.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymere und Oligomere besitzen vorzugsweise Glasübergangstemperaturen T_g von mindestens 40°C. Die Glasübergangstemperatur kann beispeilsweise nach B. Vollmer, Grundriß der Makromolekularen Chemie, S. 406-410, Springer-Verlag, Heidelberg 1962, bestimmt werden.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Polymere und Oligomere besitzen eine als Gewichtsmittel bestimmtes Molekulargewicht von 5.000 bis 2.000.000, vorzugsweise von 8.000 bis 1.500.000, bestimmt durch Gelpermeationschromatographie (geeicht mit Polystyrol).

Pfropfpolymere werden hergestellt durch radikalische Anbindung von Monomeren (Ia), die die Farbstoffgruppe der Formeln (I) tragen sowie gegebenenfalls zusätzlich von Monomeren (IIa), die die formanisotropen Gruppen der Formel (II) tragen und/oder egebenenfalls zusätzlich von Monomeren der Formel (IIIa) an oligo- oder polymere Grundsysteme. Solche Grundsysteme können die verschiedenartigsten Polymeren sein, z.B. Polystyrol, Poly(meth)acrylate, Stärke, Cellulose, Peptide. Die radikalische Anbindung kann erfolgen durch Bestrahlung mit Licht oder durch Verwendung von Radikale erzeugenden Reagenzien, z.B. Tert.-butylhydroperoxid,

Dibenzoylperoxid, Azodisobutyronitril, Wasserstoffperoxid/Eisen(II)-salze.

10

15

5

Durch die Struktur der Polymeren und Oligomeren werden die zwischenmolekularen Wechselwirkungen der Strukturelemente der Formeln I untereinander oder der Formeln Ia und IIa untereinander so eingestellt, dass die Ausbildung flüssigkristalliner Ordnungszustände unterdrückt wird und optisch isotrope, transparente nichtstreuende Filme, Folien, Platten oder Quader hergestellt werden können. Andererseits sind die zwischenmolekularen Wechselwirkungen dennoch stark genug, dass bei Bestrahlung mit Licht ein photochemisch induzierter, kooperativer, gerichteter Umorientierungsprozeß der photochromen und der nicht photochromen Seitengruppen bewirkt wird.

20

25

30

Bevorzugt treten zwischen den Seitengruppen der wiederkehrenden Einheiten der Formel Ia oder zwischen denen der Formeln Ia und IIa Wechselwirkungskräfte auf, die ausreichen, dass die photoinduzierte Konfigurationsänderung der Seitengruppen der Formel I eine gleichgerichtete - sogenannte kooperative - Umorientierung der anderen Seitengruppen Ia und/oder II bewirkt.

Alle in dem erfindungsgemäßen Verfahren beanspruchten Polymere und Monomere sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung. Weiterhin ist Gegenstand der Anmeldung die Verwendung dieser Stoffe in physikalischen Verfahren. Alle in der Anmeldung genannten Polymere, Oligomere und Monomere und deren Verwendung für DVD-

25

30

Speicher, gegebenenfalls mit Doppelbrechung als Meßsignal sind ebenfalls Gegenstand der Anmeldung.

In den optisch isotropen amorphen photochromen Polymeren können extrem hohe Werte der optischen Anisotropie induziert werden (Δn bis 0.4). Als optisch isotrop werden Polymerproben verstanden, die nicht optisch trüb sind, d.h. die bei Lichtstreuexperimenten mit Licht einer Wellenlänge im Bereich zwischen 380 und 820 nm keine merkliche Lichtstreuung aufweisen.

Hierunter wird verstanden, daß das Verhältnis zwischen der Summe der gestreuten Lichtintensität und der einfallenden Lichtintensität kleiner als 10⁻³, bevorzugt kleiner 10⁻⁴, besonders bevorzugt kleiner 10⁻⁵ und ganz besonders bevorzugt kleiner 10⁻⁶ ist.

Durch den Einfluß von aktinischem Licht werden in den Polymeren oder Oligomeren
Ordnungszustände generiert und modifiziert und damit die optischen Eigenschaften moduliert.

Als Licht wird polarisiertes Licht verwendet, dessen Wellenlänge im Bereich der Absorptionsbande, vorzugsweise im Bereich der langwelligen $n-\pi^*$ -Bande der wiederkehrenden Einheiten der Formel Ia liegt.

Die Herstellung der Polymeren und Oligomeren kann nach literaturbekannten Verfahren durchgeführt werden, beispielsweise nach DE-A 276 297, DE-A 3 808 430, Makromolekulare Chemie 187, 1327-1334 (1984), SU 887 574, Europ. Polym. 18, 561 (1982) und Liq. Cryst. 2, 195 (1987).

Die Herstellung von Filmen, Folien, Platten und Quadern gelingt, ohne dass aufwendige Orientierungsverfahren unter Nutzung externer Felder und/oder von Oberflächeneffekten notwendig sind. Sie lassen sich durch Spincoaten, Tauchen, Gießen oder andere technologisch leicht beherrschbare Beschichtungsverfahren auf Unterlagen aufbringen, durch Pressen oder Einfließen zwischen zwei transparente Platten

10

15

20

bringen oder einfach als selbsttragendes Material durch Gießen oder Extrudieren präparieren. Solche Filme, Folien, Platten und Quader lassen sich durch schlagartiges Abkühlen, d.h. durch eine Abkühlungsrate von >100 K/min, oder durch rasches Abziehen des Lösungsmittels auch aus flüssigkristallinen Polymeren oder Oligomeren herstellen, die Strukturelemente im beschriebenen Sinne enthalten.

Als Substratmaterialien sind optisch transparente Materialien geeignet, z.B. Glas oder Thermoplasten, bevorzugt Polycarbonat. Wird die Information nicht durch das Substrat, sondern durch die Schutzschicht eingeschrieben und ausgelesen, so muß das Substratmaterial nicht mehr die Forderung nach optischer Transparenz erfüllen.

Es kann auch zweckmäßig sein, die Abdeckschicht, die den lichtaktiven Polymerfilm gegen mechanische Beschädigungen schützt, in ihrer Massendichte fein an die Massendichte dieses Polymerfilms anzupassen, bevorzugt auf einen verbleibenden Unterschied von weniger als 0,5 g/cm³, besonders bevorzugt auf weniger als 0,1 g/cm³ und ganz besonders bevorzugt auf weniger als 0,05 g/cm³. Wenn nämlich das Fließverhalten der Abdeckschicht geeignet optimiert ist, folgt diese Schicht der beim Einschreiben erzwungenen Topographieänderung der Grenzfläche zwischen Speichermedium und Abdeckschicht vollständig und es entstehen keinerlei Hohlräume im Interface. Dann aber existiert nach dem Einschreiben keinerlei rücktreibende Kraft, durch die die eingeschriebene Grenzflächen-Topographie wieder eingeebnet oder in anderer Weise verändert würde. Mit anderen Worten, die als Grenzflächen-Topographie eingeschriebene Information ist extrem lagerungsstabil.

Als optisches Meßsystem zum Auslesen der in das Speichermedium eingeschriebenen topographischen Information ist im Grundsatz jedes optische Abbildungssystem geeignet, dessen Bildhelligkeit stark von der Höhenkoordinate und/oder der lokalen Orientierung des abgebildeten Grenzflächenelementes abhängt. Z.B. können Messmethoden zum Einsatz gelangen, wie sie in optischen Profilometern z.B. der Fa.

Rodenstock oder in konfokalen Laserscanning-Mikroskopen z.B. der Fa. Leica

10

15

ha

Mikrosysteme zu finden sind, wobei bei letzteren natürlich alle Bauelemente, die zum Scannen des Laserstrahls nötig sind, entfallen können.

Der Kontrastmechanismus kann sowohl auf dem Prinzip der Interferenz beruhen, zwischen Strahlungsanteilen die aus unterschiedlich tief liegenden Teilen des erfassten Probenflecks herrühren, als auch auf primär geometrisch-optischen Effekten, z.B. dem Neigungskontrast: Die stark gegenüber der Horizontalen geneigten Oberflächenanteile des erfassten Probenflecks lenken die reflektierte Strahlung in Raumwinkelbereiche, die von der Messoptik nicht mehr erfasst werden, und das Reflexionsbild der oberflächemodifizierten Probenstelle wird dunkel.

Die Medien, die dem beschriebenen Speicherverfahren unterzogen werden können, sind aus mindestens einem Substratmaterial (aus Kunststoffen, z.B. Polycarbonat, PMMA, cyclische Polyolefine, Polycarbonat-Copolymeren) etc. und mindestens einer funktionellen Deckschicht der beschriebenen funktionellen Speicherschicht aufgebaut. Zudem können sich zwischen den Substratschichten und den Funktionsschichten, sowie auf der Funktionsschicht noch zusätzliche nichtmetallische Zwischen-/Deckschichten befinden.

Es ist bereits in der Literatur beschrieben, dass es bei der Materialklasse der photoadressierbaren Polymere, zu denen auch die weiter oben beschriebenen Polymere
gezählt werden können, beim Schreiben von holographischen Gittern Oberflächengitter erzeugt werden können (C.Barret. P. Rochon and A. Natansohn. J. Chem. Phys.
109 (4), 1505 (1998), D.Y. Kim, S.K. Tripathy, L.Li and J. Kumar, Appl. Phys. Lett.
66 (10), 1166 (1995), N. Holme, L. Nikolova, P.S. Ramanujam and S. Hvilsted,
Appl. Phys. Lett. 70, 1518 (1997)): Bei der Überlagerung zweier linear polarisierter
Laserstrahlen resultiert ein Interferenzmuster. Befindet sich eine Probe an Stelle
dieses Interferenzmusters, so können Polymere gefunden werden, die diesem Lichtmuster mit einer Modifikation der Oberfläche folgen.

10

15

Es muß als ausgesprochen überraschend bezeichnet werden, dass es gelingt, allein durch lokale Bestrahlung mit einem einzelnen stark fokussiertem Licht, der scannend über die Oberfläche geführt wird, die Oberflächentopographie lokal so stark zu verändern, dass sie danach mit einem optischen Meßsystem sicher ausgelesen werden kann, ohne dass die Funktionsschicht dabei zerstört wurde. Derartig hohe Kontraste waren bisher nur z.B. durch Laserablation bzw. durch Verdampfen von beispiels-

weise Farbstoffschichten in CD-R Anwendungen möglich.

Ausschlaggebend für die Funktionsfähigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens sind lichtinduzierte Reorientierungen der an das Polymerrückgrat befestigten Seitenketten. Bei Absorption der einfallenden Lichtquanten kommt es zu Konfigurationsänderungen der beteiligten und benachbarten Moleküle (Trans-Cis-Trans-Isomerisierungszyklen der Azofarbstoffe, kooperative Mitbewegung der angrenzenden mesogenen Gruppen). Die einfallende Lichtenergie wird also zu einem großen Teil dazu verwendet, dass die Moleküle sich in einer neuen Konfigurationslage einfinden. Die zudem während der Absorption freiwerdende Wärme scheint den Umlagerungseffekt zu unterstützen. Dadurch entstehen je nach Führung der Bestrahlung "wurst" oder "kugelartige" Aufwölbungen, die bei optimierter optischer Abtastung einen deutlichen neigungsbedingten lokalen Signalabfall erzeugen.

20

25

30

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht das Einschreiben digitaler Informationen z.B. auf CD-R-ähnliche Kunststoffscheiben mit ähnlichen Schreibgeschwindigkeiten und Speicherdichten wie bei der CD-R, aber mit dem Vorteil der gesicherten Langzeitstabilität, da die Lesbarkeit der eingeschriebenen Information nur durch eine äußere Beschädigung der Speicherplatte beeinträchtigt werden kann. Eine Veränderung der eingeschriebenen Strukturierung in der Oberflächentopographie ist nur durch Erwärmen dieser Schicht bis in die Nähe ihrer Glastemperatur möglich. Durch die Polymerarchitektur liegt die Glastemperatur deutlich über 100°C, vorzugsweise über 150°C, so dass durch sachgemäße Lagerung der Speicherplatte ein thermisches Löschen vermieden werden kann.

10

15

20

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der gegenüber den bisher kommerziell genutzten Verfahren deutlich verbesserte Signalhub beim optischen Auslesen der Information. Wie bereits weiter oben beschrieben, ist der Signalhub so groß, dass beispielsweise der Verwendung eines konfokalem Ausleseverfahrens auf eine zusätzliche Reflexionsschicht verzichtet werden kann.

Die Erfindung beschreibt dementsprechend ein Speicherverfahren, bei dem ein Speichermedium, bestehend aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht durch einen fokussierten Laserstrahl, der beispielsweise im Dauerstrich-, oder Pulsbetrieb scannend über die Probenoberfläche geführt werden kann und der je nach Schichtaufbau bei Mehrfachschichten auf die jeweilige Funktionsschicht fokussiert werden kann, zur Speicherung von digitaler binärer, oder nichtbinärer Information unterzogen werden kann. Alternativ kann auf das Scannen des Lasers verzichtet werden, falls auf eine andere Weise für eine Relativbewegung zwischen Medium und Laserspot, beispielsweise durch ein Rotieren des Mediums, gesorgt wird.

Die Schichtdicke der Funktionsschicht liegt je nach der spezifischen Absorption (Extinktion pro Schichtdicke) der Schicht in einem Bereich zwischen 0,05 und 100 μm, bevorzugt zwischen 0,1 und 10 μm und ganz besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 2 μm. Die Schichtdicke kann entweder aus der in einem vorausgegangenen Messvorgang bestimmten spezifischen Absorption und der Extinktion der Funktionsschicht oder mechanisch (durch Beschädigung der Schicht und Abtasten mit einem Profilometer,z.B. Firma Tencor) bestimmt werden.

25

Die Schichtdicke der mindestens einen Schutzschicht liegt in einem Bereich zwischen 0,1 und 1000 μ m, bevorzugt zwischen 0,1 und 100 und äußerst bevorzugt zwischen 0,5 und 10 μ m.

30 Bei der Wellenlänge des Lasers, der zum Einschreiben der Oberflächentopographie verwendet wird, befindet sich die optische Dichte der Funktionsschicht in einem

10

15

Bereich zwischen 0,3 und 20, bevorzugt zwischen 0,5 und 10, besonders bevorzugt zwischen 0,7 und 8 und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 und 5.

Die Intensität des Lasers, der zum Schreiben verwendet wird, liegt im Bereich der Leistungen kommerzieller Laserdioden: Es werden Intensitäten zwischen 150 μW und 100 mW, bevorzugt zwischen 500 μW und 50 mW, besonders bevorzugt zwischen 750 μW und 30 mW und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 mW und 20 mW, verwendet. Wird der gleiche Laser auch zum Lesen eingesetzt, so muß dessen Intensität geringer sein, als die Intensität beim Schreiben, bevorzugt um einen Faktor 10, besonders bevorzugt um einen Faktor 100 und ganz besonders bevorzugt um einen Faktor 1000.

Wird zum Lesen der Information ein Laser gewählt, dessen Wellenlänge nicht im Absorptionsbereich der Farbstoffe der Polymere liegt, so kann die Leistungsdichte des Lesestrahls sogar höher sein als die des Schreiblasers. Da die maximal zulässige Lesegeschwindigkeit bei den aktuell kommerziellen Systemen bereits durch das Quantenrauschen des Messsignals begrenzt ist, bedeutet dies, dass man bei dem erfindungsgemäßen System die Lesegeschwindigkeit durch den Einsatz eines leistungsstarken Leselasers deutlich erhöhen kann.

20

25

30

Je nach Wellenlänge des verwendeten Lasers erfolgt die Fokussierung des Laserstrahls durch kommerzielle bzw. speziell optimierte Linsensysteme und Objektive. Die Ausdehnung des Laserstrahls (volle Halbwertsbreite) liegt in einem Bereich zwischen 300 nm und 8 μ m, bevorzugt zwischen 300 nm und 950 nm, besonders bevorzugt zwischen 350 nm und 800 nm und ganz besonders bevorzugt zwischen 380 nm und 650 nm.

Ferner ist dieser Effekt auch im optischen Nahfeld zu realisieren. In diesem Fall beträgt die Ausdehnung kleiner als 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm, ganz besonders bevorzugt kleiner 10 nm.

Im erfindungsgemäßen Verfahren wird als Änderung der Oberflächentopographie der lichtaktiven Schicht des Speichermediums eine Vertiefung von mindestens 10 nm, besonders bevorzugt von mindestens 50 nm und ganz besonders bevorzugt von mindestens 100 nm bevorzugt.

5

Die im Verfahren erzeugte Vertiefung im Speichermedium weist eine an der ursprünglichen Oberfläche gemessene Breite in einer Richtung von weniger als 10 Mikrometer, bevorzugt von weniger als 5 Mikrometer und ganz besonders bevorzugt von weniger als 1 Mikrometer auf.

10

Im bevorzugten erfindungsgemäßen Verfahren wird ein Signalhub im Speichermedium von mindestens Carrier/noise = 20 dB, besonders bevorzugt von mindestens 40 dB und ganz besonders bevorzugt von mindestens 60 dB eingeschrieben.

15

Carrier Noise ratio ist wie folgt definiert: $C/N = 20 \log (I_{Signal}/I_{Rauschen})$, wobei $I_{Signal} = gemessenes$ Detektionssignal und $I_{Rauschen} = Rauschlevel$ bedeutet.

20

Die Führung des fokussierten Laserstrahls geschieht beispielsweise durch Ablenkung des Laserstrahls durch einen Spiegel mit kontrollierbarer und steuerbarer Winkelstellung (Scanoptik) oder durch die Drehung des Substrates unter dem fokussierten Laserspot. Die Relativgeschwindigkeit zwischen Medium und Laserspot liegt in einem Bereich zwischen 0,01 m/s und 600 m/s, bevorzugt zwischen 0,2 m/s und 100 m/s, besonders bevorzugt zwischen 0,5 m/s und 75 m/s und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 m/s und 60 m/s.

25

30

Zur Detektion der lichtinduzierten Oberflächenmodifikation kann beispielsweise der identische Aufbau herangezogen werden, der auch zum Schreiben verwendet wurde. Hierzu kann beispielsweise die Leistungsdichte des Schreiblasers reduziert werden. Alternativ kann beispielsweise auch eine andere Laserquelle verwendet werden, bevorzugt Laser, die langwelliger emittieren als die Schreiblaser. Bevorzugt sind hier

10

15



Lesewellenlängen zu nennen, die mindestens 20 nm, besonders bevorzugt 50 nm und ganz besonders bevorzugt größer als 100 nm sind als die Schreibwellenlängen.

An flächenhaften Gebilden können in einem geeigneten Recorder-Aufbau dynamische Belichtungsexperimente durchgeführt werden. Dabei werden Lichtimpulse eines auf die Aufzeichnungsschicht fokussierten Lasers (des sog. Schreiblasers) verwendet, um lokal auf einer Kreis-, oder Spiralspur Informationen einzuschreiben. Die Wellenlänge des Schreiblasers liegt im Absorptionsbereich der Farbstoffmoleküle des Aufzeichnungsmaterials, bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 380 \text{ nm}$ und $\lambda =$ 820 nm, besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda =$ 780 nm und ganz besonders bevorzugt bei Wellenlängen zwischen $\lambda = 385$ nm und $\lambda = 660 \text{ nm}.$

Das mit dem Aufzeichnungsmaterial beschichtete Substrat dreht sich mit 60 bis 60000 U min⁻¹, bevorzugt mit 100 bis 10000 U min⁻¹, besonders bevorzugt zwischen 200 und 1000 U min-1. Bei einer Pulsdauer des Schreiblasers von 4 ns bis 10 μs, bevorzugt von 10 ns bis 1 µs werden die Pulse in räumlichen Abständen von 0,3 bis 50 μm, bevorzugt von 0,3 bis 10 μm auf die Aufzeichnungsschicht gesetzt.

20 Die Ausgangsleistung des modulierbaren Schreiblasers liegt im Bereich von 0,15 bis 100 mW, bevorzugt zwischen 0.5 und 50 mW, besonders bevorzugt zwischen 0.75 und 30 mW und ganz besonders bevorzugt zwischen 1 mW und 20 mW. Der Schreibstrahl wird auf die Aufzeichnungsschicht fokussiert, die aus der Lösung auf ein verspiegeltes Substrat aufgebracht wurde. Der Fokus-Durchmesser beträgt 0,30 bis 8 µm, bevorzugt 0,30 bis 0.95 µm, besonders bevorzugt 350 nm bis 800 nm und 25 ganz besonders bevorzugt 380 nm bis 650 nm. Im Nahfeld ist der Fokus kleiner 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm, ganz besonders bevorzugt kleiner als 10 nm. Im Lichtfokus werden Leistungsdichten bis zu 100 MW/cm² erreicht. Die Energiedichte eines Pulses liegt im Bereich von 1 mJ/cm² bis 100 J/cm². Die Polarisation des 30 Schreiblasers wird durch übliche Polarisationselemente (Quarzoptik, LC-Elemente) vorgegeben und ist i.a. linear oder zirkular polarisiert, bevorzugt linear polarisiert.

25

30

Ein geeigneter Modulator setzt eine computergenerierte Spannungspulsfolge in ein Intensitätsmuster um, das die im Aufzeichnungsfilm vorhandene Anisotropie lokal in Stufen ändert.

- Es wurde experimentell beobachtet, dass die Lichtpulse des Schreiblasers energieabhängig unterschiedliche Wirkungen auf die Polymerschicht haben:
 - Für kleine Pulsenergien werden durch die Lichtpulse Änderungen in der Höhe der Doppelbrechung des Aufzeichnungsmaterials induziert, wie bereits in Le A 31 135 beschrieben. Diese Änderungen in der molekularen Orientierungsverteilung sind photonisch und/oder thermisch induziert.
- Mit steigender Pulsenergie wurde festgestellt, dass das Licht des Schreiblasers eine zweite Wirkung auf die Aufzeichnungsschicht hat: Überraschenderweise kommt es zu einer Modifikation der Oberfläche des Aufzeichnungsmaterials. Der Laserpuls generiert eine kraterartige Form mit einer zentralen Vertiefung und Randaufhäufungen. Diese Oberflächenstruktur hat maximale laterale Ausdehnungen, die den Fokusdurchmesser um 10 bis 30 % übertreffen. Die Profiltiefe nimmt mit der Pulsenergie zu und kann bis nahe an die Schichtdicke heranreichen, typischerweise bis zu 60 % bis 80 % der Schichtdicke.

Die Schwelle für die Energiedichte eines Lichtpulses, bei der die in Punkt 2 beschriebenen Oberflächeneffekte die typische Rauhigkeit einer Oberfläche der Aufzeichnungsschicht von 2 bis 6 nm übersteigen, liegt zwischen 10 mJ/cm² und 100 J/cm², bevorzugt zwischen 20 mJ/cm² und 10 J/cm², und besonders bevorzugt zwischen 50 mJ/cm² und 1 J/cm².

Als Aufzeichnungsmedium wird ein Schichtaufbau verwendet, der aus mindestens einer Substratschicht und mindestens einer Aufzeichnungsschicht besteht.

Die Präparation der Speichermedien erfolgt beispielsweise durch Spincoating einer Lösung des Polymers auf ein Substratmaterial. Hierzu werden übliche Lösungsmittel, wie THF, DMF herangezogen.

- Die Erfindung beschreibt auch einen Einsatz derartig behandelter flächenhafter Gebilde im Bereich der optischen Bauelemente, beispielsweise als diffraktive Elemente.
- Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

15

20

25

steht,

X³ für –N=N- oder –CO-NH- steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

X³ für –N=N- oder –CO-NH-,

X⁴ für Wasserstoff oder Methyl,

5 A für S,

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl oder Methoxy

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und 10 besonders bevorzugten Bedeutungen.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt,

die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

15

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

steht,

20

 $X^{3'}$ für –O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder C(R⁶R⁷)- steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen. Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

- 5 $X^{3'}$ für -O-, -(SO₂)- oder -(N-R⁵)-,
 - X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro,
- 10 R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.
- Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

20 -(X²-Ar²)_y- für einen bivalenten Rest der Formel

steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

5

R¹⁵ bis R¹⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei die Bedeutung in den beiden Ringen unterschiedlich sein kann.

Im erfindungsgemäßen Verfahren ist weiterhin die Verwendung von Polymeren bevorzugt, die mindestens eine Seitenkette der Formel (I) enthalten,

worin

-(X1'-Ar1)-X2'- für einen bivalenten Rest der Formel

15

steht,

wobei X¹ und X² in m- oder p-Stellung zueinander stehen und X¹ und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen, und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen.

Diese Polymeren sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Bevorzugt stehen

X14 für einen Rest der Formel

5

insbesondere für eine Rest der Formeln

10

X² für -N=N- oder -CO-NH-,

- für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,
- R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

10

5

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

worin

- X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und
- R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano 20 stehen, und
 - S^1 , T^1 und Q^2 die oben angegebene allgemeine, bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung besitzen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

5

steht,

X³ für –N=N- oder –CO-NH- steht

10

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I)

15

Bevorzugt stehen

X³' für –N=N- oder –CO-NH-,

20

für Wasserstoff oder Methyl,

A für S,

 X^4

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl oder Methoxy

25

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

5

steht,

$$X^{3}$$
 für -O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder C(R⁶R⁷)- steht

10

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

15

Bevorzugt stehen

$$X^{3}$$
 für -O-, -(SO₂)- oder -(N-R⁵)-,

20

X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro,

 R^{19} bis R^{22} unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano

und die anderen Reste besitzen die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X²-Ar²)_y- für einen bivalenten Rest der Formel

steht

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

10

5

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

Bevorzugt stehen

15 R¹⁵ bis R¹⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei die Bedeutung in den beiden Ringen unterschiedlich sein kann.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Monomere der Formel (Ia), worin

-(X1'-Ar1)-X2'- für einen bivalenten Rest der Formel

steht,

5

wobei X^{1} und X^{2} in m- oder p-Stellung zueinander stehen und X^{1} und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen,

und die anderen Reste die oben aufgeführten allgemeinen, bevorzugten und besonders bevorzugten Bedeutungen besitzen,

10

sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polymeren der Formel (I).

Bevorzugt stehen

15 X¹ für einen Rest der Formel

insbesondere für eine Rest der Formeln

10

X² für –N=N- oder –CO-NH-,

X⁴ für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,

15 R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

5 worin

- X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und
- 10 R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano stehen, und
 - S^1 , T^1 und Q^1 die oben angegebene allgemeine, bevorzugte und besonders bevorzugte Bedeutung besitzen.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durch die nachfolgenden Beispiele näher erläutert.

Beispiele

5

Beispiel 1

Dynamische Schreibexperimente in einem angepaßtem Recorderaufbau

Mit einem weiter unten beschriebenen Recorder wurden dynamische Belichtungsexperimente an einem verspiegelten, mit einer (250±30) nm dicken Schicht aus Polymeren der Formel

15

20

benetzten Substrat vollautomatisiert durchgeführt. In die Aufzeichnungsschicht wurde mit einer (Vorrichtung genau beschreiben) flächig eine Doppelbrechung von 0,1 eingeschrieben, wobei die Polarisationsrichtung der Vorbelichtung 45° zum Radius einnahm. Das Substrat drehte sich mit 600 U min⁻¹. Bei einer Pulsdauer von 10 μs und einem computergesteuert einstellbaren Spurradius von 1,6 cm bis 4,9 cm hatten dann die Speicherplätze Abstände von 10 bis 35 μm.

10

15

20

Als Schreiblaser wurde ein diodengepumpter Nd:YAG-Laser (Fa. Coherent) eingesetzt, dessen zweite Harmonische (Wellenlänge 532 nm) einen akustooptischen Modulator (Fa. Isomet) durchlief und über eine Faser in den Recorder eingekoppelt wurde. Die Austrittsleistung nach der Faser betrug maximal 18 mW. Alternativ könnte auch eine LASER-Diode verwendet werden, die direkt moduliert wird und auf diese Weise verschieden intensive LASER-Pulse generiert. Der Schreibstrahl durchlief einen dichroitischen Strahlteiler und wurde auf die Aufzeichnungsschicht fokussiert. Der Fokusdurchmesser betrug (7±1) µm. Die Pulsenergie wurde in 1000 äquidistanten Stufen von 0,1 bis 100 J/cm² computergesteuert variiert. Der Schreiblaser war 45° zur Radialrichtung und 90° zur Vorbelichtungsrichtung der PAP-Schicht polarisiert. Der akustooptische Modulator setzte eine computergenerierte Spannungspulsfolge in ein Intensitätsmuster um, das die im Polymerfilm vorhandene Anisotropie lokal graduell löschte.

Im Recorder wurde eine Halbleiter-Laserdiode (Leselaser) der Wellenlänge 670 nm (Leistung 20 mW) über den dichroitischen Strahlteiler seitlich in den Schreibstrahlengang eingekoppelt und auf die informationstragende Spur der Aufzeichnungsschicht fokussiert. Der Fokusdurchmesser betrug 11 µm. Das Licht des Leselasers wurde an der Aluminiumschicht des Substrates reflektiert und durchlief die Aufzeichnungsschicht doppelt. Ein polarisationsabhängiger Strahlteiler koppelte die depolarisierten Anteile des zurücklaufenden Lichts seitlich aus, so dass es von einer Photozelle detektiert werden konnte. Die Graustufen wurden über eine Elektronik mit Hochpaß-Glied sichtbar gemacht. Die Höhe der Intensitätsstufe wurde über die Energie des jeweiligen Schreibpulses eingestellt.

25

30

Es wurde beobachtet, dass es mit steigender Pulsenergie zu einer Modifikation der Oberfläche der Aufzeichnungsschicht kam. Die kraterartige Form, die der Laserpuls hervorrief, hatte eine Ausdehnung von 9 µm in Radialrichtung. Die Profiltiefe nahm mit der Pulsenergie zu. Bis zu Pulsenergien von 10 J/cm² (Intensität 1 MW/cm²) hatten die Modifikationen ein Ausmaß von maximal 3 nm. Dies entspricht der typischen Rauhigkeit einer aus Lösung aufgeschleuderten Polymerschicht. Die Modi-

fikation der Aufzeichnungsschicht war bei der maximal verfügbaren Energie von 100 J/cm² (Intensität 10 MW/cm²) so stark, dass ihre Form mit einem Atomkraft-mikroskop (AFM) gut aufgelöst werden konnte. Die zentrale Vertiefung belief sich auf (70±10) nm. Am Rand waren (30±5) nm hohe Aufhäufungen zu sehen.

5

25

30

Beispiel 2

Funktionsfähigkeit der Einschreib- und Ausleseprozesse

Die Funktionsweise des beschriebenen Speicherverfahrens kann beispielsweise mit einem konfokalen Laserscanning Mikroskop (CLSM) gezeigt werden. In diesem Beispiel wurde ein kommerzielles Gerät der Firma Leica (Gerät TCS/NT) verwendet. Bei diesem CLSM handelt es sich um ein Mikroskop, bei dem der Laser ferner mit Hilfe eines AOM moduliert bzw. gepulst werden kann. Die kontrasterzeugenden Mechanismen wurden mit Hilfe von REM- und AFM-Untersuchungen aufgedeckt und mit dem konfokalen Kontrast des CLSM's verglichen. Das CLSM wurde mit einem 16^{er} Objektiv betrieben. Zum Einschreiben der Information wurde eine Wellenlänge von 488 nm benutzt. Die Leistung auf der Probenoberfläche betrug 150 μW, der Durchmesser des Laserflecks 940 nm. Hieraus errechnete sich die Leistungsdichte am Probenort zu:

$P = 2.16 \times 10^7 \text{ mW/cm}^2$

Die Dauer für das Scannen einer Linie betrug 2,2 ms, wovon 0,77 ms zum eigentlichen Scannen der Linie benötigt wurden (Rest: Umkehrpunkte, Rücklauf, etc.). Die laterale Ausdehnung der Linie konnte durch die Wahl des Gesichtsfeldes festgelegt werden, wobei das kleinste Gesichtsfeld 20 µm betrug. Bei einer Vergrößerung des Gesichtsfeldes bleibt sowohl die Zeit, die für das Abscannen einer Linie benötigt wird (0,77 ms), als auch die Leistungsdichte auf der Probe erhalten, es wird lediglich der Scanbereich, also die Länge der Linie, erweitert. Es kommt also zu einer Erhö-

10

15

hung der Scangeschwindigkeit, was effektiv eine Verringerung der Verweilzeit des Lasers an einer speziellen Polymerstelle bedeutet.

Zum Einschreiben wurde der Argonlaser (488 nm) mittels eines AOM innerhalb der gescannten Linie mehrfach ein- und ausgeschaltet. Das Abscannen der Linie konnte bei aufeinanderfolgenden Experimenten mit hoher Präzision wiederholt werden, ohne die Positionen der einzelnen Pixel deutlich zu verschmieren.

Die Detektion der geschriebenen Linien erfolgte mit einem HeNe-Laser. Dieser Laser hat zum einen den großen Vorzug, dass er aufgrund seiner Wellenlänge außerhalb der Absorption der Polymere lediglich diffraktive, keine absorbierenden Beiträge zum detektierten Signal liefert. Zum Anderen vermag diese Wellenlänge keine nennenswerten molekularen Reorientierungen zu induzieren, womit sichergestellt wird, dass die gemessenen Kontrastverhältnisse einzig durch die Bestrahlung mit dem Argonlaser hervorgerufen wurden.

Als Probe wurde eine ca. 1 µm dicke Probe des Polymers

verwendet.

20

Für das erfindungsgemäße Verfahren ist die Ausbildung dieser Oberflächenmodifikation der eigentliche kontrasterzeugende Mechanismus.

(

Beispiel 3

Lagerstabilität

Die Probe, in der in Beispiel 1 eine Oberflächenmodifikation geschrieben wurde, wurde für 1 Monat bei 160°C gelagert. Nach dieser Lagerung wurde die Probe erneut im konfokalen Mikroskop untersucht. Die zuvor eingeschriebene Oberflächenmodifikation war unverändert sowohl im CLSM als auch im AFM zu beobachten.

10 Beispiel 4

15

20

30

Vergleich mit konfokalem Kontrast bei CD-R

Eine kommerzielle CD-R (Firma KODAK, digital science CD-R, 650 MB, 74 min) wurde mit einem handelsüblichen CD-Brenner (Firma TEAC, CD-R55SK, CD-writer) beschrieben. Die beschriebene CD wurde in einem CLSM der Firma LEICA (TCS/NT) mit einer Wellenlänge von 632 nm in einem Gesichtsfeld von 20 μm x 20 μm untersucht. Hierbei waren deutlich die eingeschriebenen Pits zu erkennen. Der Unterschied der im konfokalen Reflexionsmodus gemessenen Intensitätswerte zwischen unbeschriebenen und beschriebenen Bereichen wurde mit dem Unterschied der Intensitäten längs der in Beispiel 1 eingeschriebenen Oberflächentopographien verglichen: Unter identischen Einstellungen war der konfokale Kontrast der in Beispiel 1 beschriebenen Oberflächentopographien um einen Faktor 2 bis 3 größer als der Kontrast entlang der Pits der gebrannten CD.

25 Beispiel 5

Belichtung durch Deckschicht

Auf eine wie im Beispiel 1 beschrieben hergestellte Probe wurde ein ca. 10 μm dicker UV-härtender Decklack (Firma BAYER, Roskydal 2265, durch Spincoating mit 3000 U/min aufgebracht) auf das Polymer gebracht und für 15 Sekunden unter einer handelsüblichen Lampe zur Aushärtung von UV-Lacken ausgehärtet. Danach

wurde in die Probe wie im Beispiel 1 beschrieben eine Doppelbrechnung einbelichtet und danach ebenfalls wie im Beispiel 1 beschrieben eine Pulsfolge eingeschrieben. Konfokale Untersuchungen zeigten, dass trotz des Decklackes die in Beispiel 1 beschriebenen Oberflächentopographien zu beobachten waren und zwar ohne, dass an der Grenzfläche zwischen Speichermedium und Deckschicht Hohlräume, Blasen oder ähnliche Störungen auftraten.

10

<u>Patentansprüche</u>

- 1. Verfahren zum optischen Einschreiben optisch auslesbarer digitaler Informationen in ein flächig ausgedehntes Speichermedium dadurch gekennzeichnet, dass durch den optischen Einschreibprozeß die Oberflächentopographie des Speichermediums für den optischen Ausleseprozeß geeignet und ausreichend modifiziert wird, und zwar ohne dass wesentliche Anteile des detektierten Signales von einer Abtragung und/oder einer physikalischen oder chemischen Modifikation der die aktive Absorberschicht angrenzenden Lagen herrühren
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Speichermedium Polymerfilme zum Einsatz kommen.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Speichermedium eine mehrschichtige Platte zum Einsatz kommt, die zumindest aus einer mechanisch ausreichend stabilen Unterlage und aus mindestens einem die lichtaktive Schicht bildenden Polymerfilm und aus einer Abdeckschicht besteht.
- Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, bei dem ein Speichermedium eingesetzt und die lichtaktive Schicht überwiegend aus Oligomeren und/oder Polymeren besteht, die Farbstoffe enthalten, die sich bei Einwirkung von Licht reorientieren, bevorzugt amorphen Polymeren, besonders bevorzugt Seitengruppenpolymeren.
 - 5. Verfahren nach einem oder mehrerer der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Abdeckschicht ein Polymerfilm zum Einsatz kommt, dessen Massendichte eng an die der lichtaktiven Schieht angepaßt ist.

6. Verfahren nach einem oder mehrerer der vorangegangen Ansprüche, wobeials lichtaktiver Polymerfilm Seitenkettenpolymere, gegebenenfalls Blockund/oder Propfpolymerre verwendet werden, an welche als Seitenketten Farbstoffe über einen STQ-Spacer (Formel I) und formanisotrope Gruppen ebenfalls über einen STQ-Spacer (Formel II) gebunden sind, wobei Formel I die
Struktur

$$-S^{1}-T^{1}-Q^{1}-X^{1'}-Ar^{1}-\left(X^{2'}-Ar^{2}\right)_{y}-\left(X^{3'}-Ar^{3}\right)_{z}-X^{4} \tag{I}$$

10 aufweist

mit
$$-Ar^{1}$$
 = R^{11} R^{12} (III) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12} R^{12}

mit
$$-Ar^3$$
 = R^{19} R^{20} (VII) oder R^{11} R^{12} (IV) oder R^{11} R^{12}

wobei

- y für 1 oder 2 steht,
- z für 0, 1 oder 2 steht und

15

20

25

- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten, A für O, S oder N-C₁- bis C₄-Alkyl steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)_p,
 -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-,
 -(C=NR⁸)-, -(CNR⁸-NR⁵)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest
 der Formel

10 stehen,

T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,

- p für eine ganze Zahl von 2 bis 12, vorzugsweise 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl steht,
- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff oder einen nichtionischen Substituenten stehen,
- bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis

 C₄-Alkyl oder X⁴'-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -S-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂-O)-, -(SO₂-O)-, -(SO₂-NR⁵)-, oder -(CNR⁸-NR⁵)- stehen und

5

 $X^{2'}$ und $X^{3'}$ zusätzlich für -(C=NR⁸)-, -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2'}$ oder $X^{3'}$ für -N=N- steht,

10

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄- Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

15

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)-stehen, wobei

20

unter nichtionischen Substituenten sind zu verstehen Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- oder ein Rest der Formel

25

$$R^{19}$$
 R^{20} (VIII)

verstanden wird und

die Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- und Arylreste ihrerseits durch bis zu 3 Reste aus der Reihe Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl oder C₆- bis C₁₀-Aryl substituiert sein und die Alkyl- und Alkenylreste können geradkettig oder verzweigt sein können und

unter Halogen ist Fluor, Chlor, Brom und Iod zu verstehen ist, insbesondere Fluor und Chlor

10

25

5

und Formel II durch

$$-S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1'} - Ar^{1} - \left(X^{2'} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3'} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (II)

beschrieben wird, wobei die obigen Substituentendefinition (Formel I) auch für Formel II gültig sind, mit der Ausnahme, dass keine der Gruppen X²' oder X³' -N=N- annehmen darf und R¹¹ bis R²² nicht für einen Rest der Formel (VIII) stehen darf.

- 7. Verfahren gemäß Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Farbstoffseitengruppen I eingesetzt werden, wobei Substituenten und Formeln die in Anspruch 6 definierte Bedeutung aufweisen und zusätzlich
 - Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,

Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,

Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,

y für 1 oder 2 steht,

- z für 0, 1 oder 2 steht und
- X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

stehen,

- T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,
- 20 S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
 - p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- 25 R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
 - R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro,
 C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloal-

()

kyl, C_2 - bis C_{20} -Alkenyl, C_6 - bis C_{10} -Aryl, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(C=O)-, C_6 - bis C_{10} -Aryl-(C=O)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(SO₂)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-(C=O)-NH-, C_6 - bis C_{10} -Aryl-(C=O)-NH-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-O-(C=O)-, C_1 - bis C_{20} -Alkyl-NH-(C=O)-, C_6 - bis C_{10} -Aryl-NH-(C=O)- oder einen Rest der Formel

5

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{21}
 R^{22}
 R^{22}
(VIII)

10

X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,

 $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen und

15

 $X^{2'}$ und $X^{3'}$ zusätzlich für -(N=N)- stehen können und mindestens eine der Gruppen $X^{2'}$ oder $X^{3'}$ für -N=N- steht,

R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und

20

R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)-stehen

und formanistrope Seitengruppen II eingesetzt werden, wobei Substituenten und Formeln die in Anspruch 6 definierte Bedeutung aufweisen und zusätzlich

- 5 Ar¹ für einen Rest der Formel (III) steht,
 - Ar² für einen Rest der Formel (VI) steht,
 - Ar³ für einen Rest der Formeln (VII) oder (V) steht,
- y für 1 oder 2 steht,
 - z für 0, 1 oder 2 steht und
- 15 X² und Ar² bzw. X³ und Ar³ unterschiedliche Bedeutungen haben können, wenn y bzw. z 2 bedeuten,
 - A für O oder S steht,
- Q¹ und Q² unabhängig voneinander für -O-, -(N-R⁵)-, -(C=O)-, -(O-CO)-, -(NR⁵-CO)-, -(SO₂)-, -(O-SO₂)-, -(NR⁵-SO₂-)-, -O-C₆H₅-COO- oder einen bivalenten Rest der Formel

- 25 stehen,
 - T¹ und T² unabhängig voneinander für -(CH₂)_p- stehen, wobei die Kette durch -O-, -NR⁹-, oder -OSiR¹⁰₂O- unterbrochen sein kann und durch Methyl substituiert sein kann,

20

25

- S¹ und S² unabhängig voneinander für eine direkte Bindung, -O-, -S- oder -NR⁹- stehen,
- p für eine ganze Zahl von 2 bis 8, insbesondere 2 bis 4 steht,
- R⁹ für Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht,
- R¹⁰ für Methyl oder Ethyl steht,
- 10 R¹¹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyano, Nitro, C₁- bis C₂₀-Alkyl, C₁- bis C₂₀-Alkoxy, Phenoxy, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl, C₂- bis C₂₀-Alkenyl, C₆- bis C₁₀-Aryl, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-NH-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-NH-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-O-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-NH-(C=O)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-NH-(C=O)- stehen,
 - X⁴ bedeutet Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro, CF₃, CCl₃, -COO-C₁- bis C₄-Alkyl oder X⁴-R⁴,
 - $X^{1'}$, $X^{2'}$, $X^{3'}$ und $X^{4'}$ für eine direkte Bindung, -O-, -(N-R⁵)-, -C(R⁶R⁷)-, -(C=O)-, -(CO-O)-, -(CO-NR⁵)-, -(SO₂)- oder -(SO₂-O)- stehen,
 - R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander für Wasserstoff, C₁- bis C₄Alkyl, oder C₆- bis C₁₀-Aryl stehen und
 - R⁴ und R⁵ zusätzlich unabhängig voneinander für C₁- bis C₂₀-Alkyl-(C=O)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(C=O)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(C=O)-, C₆- bis C₁₀-Aryl-(C=O)-, C₁- bis C₂₀-Alkyl-(SO₂)-, C₃- bis C₁₀-Cycloalkyl-(SO₂)-, C₂- bis C₂₀-Alkenyl-(SO₂)- oder C₆- bis C₁₀-Aryl-(SO₂)-stehen.

CONTRACTOR OF STATE O

8. Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das zu beschreibende Speichermedium eine lichtaktive Schicht der Dicke von 0,05 und 1000 μm aufweist.

- Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das eingesetzte Speichermedium eine optische Dichte bei der Wellenlänge des Schreiblasers der lichtaktiven Schicht zwischen 0,3 und 20 aufweist.
- 10 Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei im eingesetzten Speichermedium als Änderung der Oberflächentopographie der lichtaktiven Schicht eine Vertiefung erzeugt wird, bevorzugt mit einer Tiefe von mindestens 10 nm.
- 11. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vertiefung im Speichermedium eine an der ursprünglichen Oberfläche gemessene Breite in einer Richtung von weniger als 10 μm erzeugt wird.
- Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der Oberflächentopographie des Speichermediums durch Laserlicht, bevorzugt mit Wellenlängen zwischen 380 nm und 820 nm erzeugt wird.
- Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht einer Intensität zwischen 150 μW und 100 mWbesitzt und auf Spots einer Ausdehnung (volle Halbwertsbreite) in einem Bereich zwischen 10 nm und 8 μm fokussiert wird.
- 30 14. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Speichermedien beschrieben werden können,

deren Trägerschicht aus einem Polymer besteht, bevorzugt aus einem thermoplastischen Polymer, besonders bevorzugt aus Polycarbonat.

- 15. Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Signalhub im Speichermedium von mindestens Carrier/Noise = 20 dB eingeschrieben ist.
- Verfahren nach einem und/oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei Speichermedien beschrieben werden können, die zwischen der farbstoffhaltigen Schicht und der weiteren Schicht eine zusätzliche, Licht reflektierende, Schicht enthalten, bevorzugt aus der Gruppe der Metalle Aluminium, Silber, Gold, besonders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe Aluminium und Silber, ganz besonders bevorzugt Aluminium.
- 15 17. Verfahren nach einem und/oder meheren der vorstehenden Ansprüche, wobei das zu beschreibende Speichermedium keine Reflexionsschicht aufweist.
- 18. Verfahren gemäß einem oder mehrerer der vorangegangenen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass der optische Einschreibprozess mit polarisiertem Licht verschiedener Intensität, erzeugt durch einen LASER mit Akustooptischen Modulator oder durch Modulation einer LASER-Diode, ausgeführt wird und der Polarisationszustand des reflektierten Lichts in einer Polarisationsoptik detektiert wird.
- 25 19. Monomere der Formel

$$= \sum_{R^{1}}^{Q} S^{1} - T^{1} - Q^{1} - X^{1} - Ar^{1} - \left(X^{2} - Ar^{2}\right)_{y} - \left(X^{3} - Ar^{3}\right)_{z} X^{4}$$
 (la)

worin R1 für Wasserstoff oder Methyl steht und

die anderen Reste die in Anspruch 6 und 7 definierte Bedeutung besitzen und

-(X3'-Ar3)z-X4 für einen Rest der Formel

5

$$\begin{array}{c|c}
R^{20} & N \\
\hline
R^{19} & R^{22}
\end{array}$$

steht,

X³ für –N=N- oder –CO-NH- steht.

10

20. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

 $-(X^{3}-Ar^{3})_{z}-X^{4}$ für einen Rest der Formel

$$R^{19}$$
 R^{20}
 R^{19}
 R^{21}
 R^{22}

15

steht,

 X^{3} für -O-, -(SO₂)-, -(C=O)-, -(N-R⁵)-, -(CO-NR⁵)- oder C(R⁶R⁷)- steht.

20 21. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

-(X2'-Ar2)y- für einen bivalenten Rest der Formel

steht.

5 22. Monomere der Formel (Ia) gemäß Anspruch 19, worin

-(X¹-Ar¹)-X² - für einen bivalenten Rest der Formel

10 steht,

wobei $X^{1'}$ und $X^{2'}$ in m- oder p-Stellung zueinander stehen und $X^{1'}$ und die Azogruppe in o- oder p-Stellung zueinander stehen.

15 23. Monomere der Formel

15

20

 X^{2} für -N=N- oder -CO-NH-,

für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro, wobei X⁴ besonders bevorzugt in p-Stellung zur Azo-Gruppe steht,

R¹⁵ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano, wobei einer der Reste R¹⁹ bis R²² für einen Rest der Formel

stehen kann, der besonders bevorzugt in m- oder p-Stellung zur Azogruppe steht,

worin -

X⁴" für Wasserstoff, C₁- bis C₄-Alkoxy, Di-C₁- bis C₄-alkyl-amino, C₁- bis C₄-Alkanoylamino, Benzoylamino, Cyano oder Nitro steht und

R¹⁹ bis R²² unabhängig voneinander für Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder Cyano stehen.

- 24. Polymere, hergestellt aus Monomeren gemäß einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche.
- Verwendung der Monomere gemäß Anspruch 19 bis 24 zur Herstellung von
 optischen Speichern.
 - 26. Speichermedien, erhältlich gemäß einem oder mehrerer der vorangegangen Ansprüche.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter I Application No PCT/EP 00/09269

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G11B7/24 C08F246/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G11B C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category •		Relevant to claim No.
X	11 February 1998 (1998-02-11) page 2, line 3 -page 4, line 6; claims page 14, line 52 -page 17, line 39 page 19, line 45	6–26
X	;BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); CLAUSSEN U) 27 November 1997 (1997-11-27) page 5, line 17 - line 19; example 1	6-26
X	30 August 1995 (1995-08-30)	6–26

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Oate of the actual completion of the international search 30 November 2000	Date of mailing of the international search report 14/12/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Philosoph, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tem. .ial Application No PCT/EP 00/09269

	ction) DCCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	72:
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	WO 93 03073 A (UNIV KINGSTON) 18 February 1993 (1993-02-18) page 17, last paragraph; claim 1 page 10, last paragraph -page 11, line 13	6-26
	DE 43 39 862 A (AGFA GEVAERT AG) 6 October 1994 (1994-10-06) page 4, line 47 -page 5, line 17; claims 1,14	6-26
	US 5 079 758 A (CLARK BRYAN K) 7 January 1992 (1992-01-07) page 4, line 35 -page 5, line 7 column 5, line 58 -column 9, line 4	8,14,16 17
	DATABASE WPI Section Ch, Week 199327 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 1993-216316 XP002154185 & JP 05 139042 A (NIPPON PAINT CO LTD), 8 June 1993 (1993-06-08) abstract	8,14,16 17
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 278 (P-242), 10 December 1983 (1983-12-10) & JP 58 155543 A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK), 16 September 1983 (1983-09-16) abstract	12,18
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 406 (P-777), 27 October 1988 (1988-10-27) & JP 63 142546 A (HITACHI LTD), 14 June 1988 (1988-06-14) abstract	·
P,X, L	DE 199 14 325 C (BAYER AG) 6 July 2000 (2000-07-06) page 3, line 49 -page 6, line 36; claims; example 3	6-26
P,X, L	WO 00 54112 A (EICKMANS JOHANNES ; BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); HAGEN RAINER) 14 September 2000 (2000-09-14) page 16, line 16 -page 9, line 4	19-23

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Informat

patent family members

PCT/EP 00/09269

	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP	0823442	Α	11-02-1998	DE	19631864	Ā	12-02-1998
				JP	10077316		24-03-1998
				US	6046290		04-04-2000
WO	9744365	Α	27-11-1997	DE	19620588		27-11-1997
				DE	19703132	Α	30-07-1998
				DE	19706379	Α	05-11-1998
				AU	2898497	Α	09-12-1997
				CN	1226258	Α	18-08-1999
				ΕP	0900239	Α	10-03-1999
				EP	0856527		05-08-1998
				JP	10212324	Α	11-08-1998
ΕP	0669548	Α	30-08-1995	JP	2887069		26-04-1999
				JP	7261138		13-10-1995
				JP	2887065		26-04-1999
				JP	7234393		05-09-1995
				JP	2887068		26-04-1999
				JP	7261137		13-10-1995
				JP	2887070		26-04-1999
				JP	7261139		13-10-1995
				US	5670083		23-09-1997
				JP	2904034		14-06-1999
				JP	8171739	A 	02-07-1996
WO	9303073	Α	18-02-1993	US	5173381		22-12-1992
				CA	2116106	A 	18-02-1993
DE	4339862	Α	06-10-1994	EP	0622789		02-11-1994
				JP	6322040		22-11-1994
				US 	5543267 	A 	06-08-1996
US	5079758	Α	07-01-1992	AU	5744190		18-12-1990
				AU	6603790		28-04-1991
				CN	1052002		05-06-1991
				EP JP	0473695		11-03-1992
				JP		Ţ	08-10-1992
				WO	5501024 9014657		25-02-1993 29-11-1990
				WO	9105344		29-11-1990 18-04-1991
JP	5139042	Α	08-06-1993	NONE			
JP	58155543	A	16-09-1983	JP	1640116	C	18-02-1992
-				JP	3001731		11-01-1991
JP	63142546	A	14-06-1988	NONE			
DE	19914325	С	06-07-2000	WO	0060586	Α	12-10-2000
WO	0054112	A	14-09-2000	DE	19910247	Α	28-09-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermediles Aktenzeichen
PCT/EP 00/09269

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G11B7/24 C08F246/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ G11B \ C08F$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	
-	Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 823 442 A (BAYER AG)	6-26
	11. Februar 1998 (1998-02-11)	
	Seite 2, Zeile 3 -Seite 4, Zeile 6;	[
	Ansprüche	
	Seite 14, Zeile 52 -Seite 17, Zeile 39 Seite 19, Zeile 45	1
	Seite 20, Zeile 28 - Zeile 31	AT TO
		·
χ	WO 97 44365 A (VEDDER HANS JOACHIM	6-26
	;BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE);	0-20
	CLAUSSEN U) 27. November 1997 (1997-11-27)	,
	Seite 5, Zeile 17 - Zeile 19; Beispiel 1	
	Seite 26, Zeile 1 - Zeile 4; Beispiele	
	33–36	
X		
^	EP 0 669 548 A (FUJI XEROX CO LTD)	6-26
	30. August 1995 (1995-08-30)	
	Seite 9, Zeile 3 - Zeile 45; Beispiel 1	

X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu					
entnehmen	Siehe Anhang Patentfamilie				
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmekledatum				
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kolödiert, sondern nur zum Verständnis des der				
E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Emndung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist				
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Becherchen bericht genannten Veröffentlichung befort werden.	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfind kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden				
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmekledalum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahetiegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist				
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts				
30. November 2000	14/12/2000				
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter				
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,					
Fax: (+31-70) 340-3016	Philosoph, L				

rice(s)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

rales Aktenzeichen CT/EP 00/09269

	THE CITE P	EP 00/09269		
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
X	WO 93 03073 A (UNIV KINGSTON) 18. Februar 1993 (1993-02-18) Seite 17, letzter Absatz; Anspruch 1 Seite 10, letzter Absatz -Seite 11, Zeile 13	6-26		
X	DE 43 39 862 A (AGFA GEVAERT AG) 6. Oktober 1994 (1994-10-06) Seite 4, Zeile 47 -Seite 5, Zeile 17; Ansprüche 1,14	6-26		
Υ	US 5 079 758 A (CLARK BRYAN K) 7. Januar 1992 (1992-01-07) Seite 4, Zeile 35 -Seite 5, Zeile 7 Spalte 5, Zeile 58 -Spalte 9, Zeile 4	8,14,16, 17		
Y .	DATABASE WPI Section Ch, Week 199327 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A89, AN 1993-216316 XP002154185 & JP 05 139042 A (NIPPON PAINT CO LTD), 8. Juni 1993 (1993-06-08) Zusammenfassung	8,14,16, 17		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 278 (P-242), 10. Dezember 1983 (1983-12-10) & JP 58 155543 A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK), 16. September 1983 (1983-09-16) Zusammenfassung	12,18		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 406 (P-777), 27. Oktober 1988 (1988-10-27) & JP 63 142546 A (HITACHI LTD), 14. Juni 1988 (1988-06-14) Zusammenfassung			
P,X, L	DE 199 14 325 C (BAYER AG) 6. Juli 2000 (2000-07-06) Seite 3, Zeile 49 -Seite 6, Zeile 36; Ansprüche; Beispiel 3	6-26		
P,X,	WO 00 54112 A (EICKMANS JOHANNES; BERNETH HORST (DE); BAYER AG (DE); HAGEN RAINER) 14. September 2000 (2000-09-14) Seite 16, Zeile 16 -Seite 9, Zeile 4	19–23		

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zogen Patenttamilie gehören

International es Aldenzeichen
PCT/EP 00/09269

					4.		
Im Recherchenberich ngeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung	. 1	Vitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0823442	Α	11-02-1998	DE	19631864	A	12-02-1998	
			JP	10077316		24-03-1998	
			US	6046290		24-03-1998	
					n 	04-04-2000	
WO 9744365	Α	27-11-1997	DE	19620588		27-11-1997	
			DE	19703132		30-07-1998	
			DE	19706379	A	05-11-1998	
			UA	2898497	A	09-12-1997	
			CN	1226258		18-08-1999	
			EP	0900239		10-03-1999	
			ĒΡ	0856527			
			ĴΡ	10212324		05-08-1998	
				10212324 /	~ 	11-08-1998	
EP 0669548	Α	30-08-1995	JP	2887069	В	26-04-1999	
			JP	7261138 <i>A</i>	A	13-10-1995	
			JP	2887065 E		26-04-1999	
			JP.	7234393 A		05-09-1995	
			JP	2887068 E		26-04-1999	ŧħ.
			JР	7261137 <i>F</i>		13-10-1995	٧.
			ĴΡ	2887070 E			
			JP	7261139 A		26-04-1999	
			US			13-10-1995	
				5670083 A		23-09-1997	
			JP	2904034 E		14-06-1999	
			JP	8171739 A	٩	02-07-1996	
WO 9303073	Α	18-02-1993	US	5173381 A	A	22-12-1992	
			CA	2116106 A		18-02-1993	
DE 4339862	Α	06-10-1994	EP	0600700			
DE 433300E	Λ.	00-10-1994		0622789 A		02-11-1994	
			JP	6322040 A		22-11-1994	
			US	5543267 A	4	06-08-1996	
US 5079758	Α	07-01-1992	AU	5744190 A		18-12-1990	
			AU	6603790 A		28-04-1991	
			CN	1052002 A		05-06-1991	
			EP	0473695 A			
			JP	4505826 T		11-03-1992	
			JP			08-10-1992	
			WO	5501024 T		25-02-1993	
			WO	9014657 A	1	29-11-1990	
			WU	9105344 A	\ 	18-04-1991	
JP 5139042	Α	08-06-1993	KEI	NE			
JP 58155543	Α	16-09-1983	JP	1640116 C		18-02-1992	
			JP	3001731 B		11-01-1991	
JP 63142546	A	14-06-1988	KEIN	NE .			
DE 19914325	С	06-07-2000	WO	0060586 A	·	12-10-2000	

THIS PAGE BLANK (USPTO)